PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-056294

(43) Date of publication of application: 25.02.2000

(51)Int.CI.

G02F 1/133

(21)Application number: 11-023716

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

01.02.1999

(72)Inventor: MAEDA TSUYOSHI

2)Date of filing: 01.02.1999 (72)Inver

OKAMOTO EIJI

SEKI TAKUMI

OKUMURA OSAMU

(30)Priority

Priority number: 10023656

Priority date: 04.02.1998

1998 Priority country : JP

10096497

08.04.1998

.JP

10157622

05.06.1998

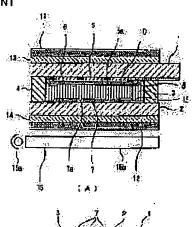
.IE

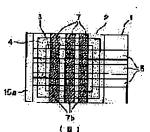
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make an image display with high contrast and high quality both in a reflective display mode and in a transmissive display mode in a liquid crystal display device exchangeable between a reflective display and a transmissive display by suppressing a double image due to parallax and a blot on the display.

SOLUTION: When a backlight 15 is turned on in the dark, as light from a light source passes through a semitransparent reflection plate 7 via a polarizing plate 12 and a phase difference plate 14, and it is guided into a liquid crystal layer 3 to perform a transmissive display. In the sun since an incident external light passing through a polarizing plate 11, a phase difference plate 13 and the liquid crystal layer 3 is reflected on the semitransparent reflection plate 7, a reflective display is performed. A driving voltage is switched correspondingly to either a reflective display mode or a transitive display mode in order to apply a driving voltage most suited to reflectance and transmittance characteristics of the driving voltage to liquid crystal.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(11)特許出顧公開番号

(P2000-56294A) **特盟2000-56294**

| 地尼号 | F 1 | (条像) -1-にか |
|------------|------------|------------|
| 575 | G02F 1/133 | 5.7.5 |

G02F 1/133

1/133

G02F (51) Int C.

(全25頁) 物質開放 未額状 開水風の数10 〇1

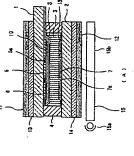
| (21)出原番号 | 体剧平11-23716 | (71) 出頭人 | (71) 出國人 000002369 |
|---------------|---------------------|----------|---------------------|
| Control (por) | | | セイコーエブソン株式会社 |
| 120日(77) | 平成11年2月1日(1999.2.1) | | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 |
| | | (72) 発明者 | 10年 136 |
| (31)優先権主張部号 | 伶顧平10-23656 | | 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ |
| (32)優先日 | 平成10年2月4日(1998.2.4) | | ーエブンン株式会社内 |
| (33)優先権主張国 | 日本 (JP) | (72) 発明者 | 国本 校門 |
| (31)優先権主張番号 | 特顯平10-96497 | | 長野県殿町市大和3丁目3番5号 セイコ |
| (32) 優先日 | 平成10年4月8日(1998.4.8) | | ーエブンン株式会社内 |
| (33) 優先権主張国 | 日本(JP) | (74) 代理人 | 100093388 |
| (31)優先権主張番号 | 特顯平10-157622 | | 弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名) |
| (32)優先日 | 平成10年6月5日(1998.6.5) | | |
| (33)優先権主要国 | 日本(JP) | | |
| | | | 母林買に据く |

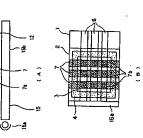
被品装置及び電子機器 (54) [発明の名称]

「課題】 反射型投示と透過型表示とを切換え可能な液 晶装置において、視差による二重映りや表示のにじみの 発生を抑え、反射型表示時にも透過型表示時にも高コン トラストで高品位の画像表示を可能とする。

光顔光は偏光板12、位相差板14を介して半透過反射 板7を通過するので、液晶層3内に導入され、透過型表 示が行われる。明所で偏光板11、位相差板13、液晶 射率特性及び透過率特性に最適な駆動電圧が液晶に印加 層3を介して入射した外光は、半透過反射板1で反射さ れるので、反射型表示が行われる。駆動電圧に対する反 されるように、反射型要示時と透過型表示時とで駆動電 解決手段】 暗所でパックライト15を点灯すると、

圧が切り換えられる。





[特許額状の範囲]

透明な一対の第1及び第2基板と、 **該第1及び第2基板間に挟持された被晶層と、** [新水瓜1]

前配第1基板の前配液晶層側の面に形成された透明な第

前記第2基板の前記液晶層側の面に形成された半透過反 前配第2基板の前配液晶層と反対側に配置された照明装 射層からなる第2間極と、

核照明装置の点灯時と非点灯時とで前配第1及び第2電

01

国像に対して相異なるように前配第1及び第2電極を駆 極を介して前記液晶層に印加される液晶駆動電圧が同一 動する駆動手段とを備えたことを特徴とする液晶装置。 [請求項2] 透明な一対の第1及び第2基板と、

前配第1基板の前配液晶層側の面に形成された透明な第 **該第1及び第2基板間に挟持された液晶層と、**

前配第2基板の前記液晶層側の面に形成された半透過反 毎極と、

抜半透過反射層と前配液晶層との間に形成された透明な 第2位極と

料層と、

駿照明装置の点灯時と非点灯時とで前配第1及び第2電 前配第2基板の前配液晶層と反対側に配置された照明装

極を介して前記液晶層に印加される液晶駆動電圧が同一 画像に対して相異なるように前配第1及び第2電極を駆 【静水項3】 前記半透過反射層は、各画案内に前配照 明装置からの光が透過可能な開口部が設けられた反射膜 からなることを特徴とする請求項1又は2に配轍の液晶 動する駆動手段とを備えたことを特徴とする液晶装置。

前配配動手段は、 [精水頃4]

射型接示用の設定に切り換え且つ前配点灯に応じて透過 該第1供給手段が供給する電圧を前配非点灯に応じて反 型扱示用の散定に切り換えるように前配第1供給手段を 制御する第 1 制御手段とを備えたことを特徴とする請求 前記第1電極に電圧を供給する第1供給手段と、 頃1から3のいずれか一項に記載の液晶装置

該点灯切換手段による切り換え動作に同期して前配第1 制御手段は、前記第1供給手段が供給する電圧を反射型 【欝水項5】 前配照明装置における前記点灯と前記非 **教ボ用の散定又は透過型教示用の散定に切り換えること** 点灯とを切り換える点灯切換手段を更に備えており、 を特徴とする請求項4に記載の液晶装置。

[請水項6] 前記駆動手段は、

制御する第2制御手段とを備えたことを特徴とする請求 **該第2供給手段が供給する電圧を前配非点灯に応じて反** 射型表示用の設定に切り換え且つ前配点灯に応じて透過 型表示用の設定に切り換えるように前配第2供給手段を 前記第2電極に電圧を供給する第2供給手段と、

-2-20

特開2000-56294

ନ୍ତ

項1から5のいずれか一項に記載の液晶装置。

【酵水項7】 前記第2供給手段は、階間データの示す 路爾レベルに応じた大きさの実効値を有する低圧を前記 第2電極に供給し、

前記第2制御手段は、各階調レベルに対する前配実効値 の各大きさの設定を、前配非点灯に応じて反射型装示用 の設定に切り換え且つ前配点灯に応じて透過型数示用の 設定に切り換えるように前配第2供給手段を制御するこ とを特徴とする請求項6に記載の液晶装置。

【請求項9】 前配半透過反射層が凹凸を有することを 【静水1頁8】 前記半透過反射層と前記第1 基板との間 に、カラーフィルタを更に備えたことを特徴とする請求 特徴とする糖水項1から8のいずれか一項に記載の液晶 項1から7のいずれか一項に配載の液晶装置。

【請求項10】 開求項1から9のいずれか一項に記載 の液晶装置を備えたことを特徴とする電子機器。

[発明の詳細な説明] [000]

[発明の属する技術分野] 本発明は、液晶装置の技術分 て表示することのできる液晶装置及びこの液晶装置を用 野に属し、特に、反射型表示と透過型接示とを切り換え いた電子機器の技術分野に属する。 20

【従来の技術】従来、反射型液晶装置は消費電力が小さ [0000]

いために携帯機器や装置の付属的表示部などに多用され ているが、外光を利用して表示を視認可能にしているた め、暗い場所では投示を読みとることができないという 問題点があった。このため、明るい場所では通常の反射 型液晶装置と同様に外光を利用するが、暗い場所では内 節の光源により表示を視略可能にした形式の液晶装置が 提案されている。これは、特開昭51-049271号 049271号公報などに記載されているように、液晶 板、パックライトを順次配置した構成をしている。この 液晶装置では、周囲が明るい場合には外光を取り入れて 半透過反射板にて反射された光を利用して反射型扱示を 行い、周囲が暗くなるとバックライトを点灯して半透過 反射板で透過させた光により表示を視認可能とした透過 公報、特開昭57-049271号公報、特開昭57-パネルの観察側と反対側の外面に偏光板、半透過反射 型表示を行う。 30 40

[0003]別の液晶装置としては、反射型要示の明る さを向上させた特開平8-292413号公報に記載さ れたものがある。この液晶装置は、液晶パネルの観察側 と反対側の外面に半透過反射板、偏光板、パックライト を順次配置した構成をしている。周囲が明るい場合には 外光を取り入れて半透過反射板にて反射された光を利用 して反射型表示を行い、周囲が暗くなるとバックライト を点灯して偏光板と半透過反射板を透過させた光により 表示を視認可能とした透過型表示を行う。このような構

いう問題点がある。 開平8-292413号公報に記載された液晶装置で ため、二旗映りや表示のにじみなどが発生してしまうと 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記作 液晶層と半透過反射板との間に透明基板が介在する

映りや要示のにじみなどが発生してしまい、十分な発色 を得ることができないという問題点がある。 液晶パネルの厚い透明基板が介在し、視然によって二盅 れている液晶装置とカラーフィルタを組み合わせた方法 伴って液晶要示のカラー化が要求されるようになってお ―化が必要な場合が多い。ところが、上記公報に記載さ り、反射型液晶装置を用いるような機器においてもカラ 【0005】更に、近年の携帯機器やOA機器の発展に 液晶層やカラーフィルタと半透過反射板との間に 半透過反射板を液晶パネルの後方に配置している

配置する反射型カラー液晶装置が提案されている。しか 58219号公報では、液晶層と接するように反射板を 認識することができない。 しながら、この液晶装置では、周囲が暗くなると表示を 【0006】この問題を解決するために、特別平9-2

に対する路過率の特性とは一致していない。この結果、 は、所謂Xドライバ回路やYドライバ回路)を用いて反 は、液晶セルの内面に半透過反射膜を兼れる画案電極を 設けた半透過反射型の液晶装置が提案されている。しか 定を行うと、今度は反射型表示時には良好なコントラス **濃度が得られるように画像データの階調に対する液晶駅** 装置において反射型表示時に良好なコントラストや表示 特開平1-318929号公報等の液晶装置では、駆動 する反射率の特性と透過型要示時における液晶駆動電圧 装置においては反射型表示時における液晶駆動電圧に対 らの研究によれば、一般にこの種の半透過反射型の液晶 過型表示時でも一定である。しかしながら、本願発明者 画像データに対応する駆動臨圧は、反射型表示時でも透 射型表示時も透過型表示時も液晶駆動が行われ、同一の れるように画像データの階調に対する液晶駆動電圧の数 て透過型表示時に良好なコントラストや表示濃度が得ら ラストや表示機度は得られない。逆に、駆動装置におい 動電圧の設定を行うと、透過型表示時には良好なコント しながら、この液晶装置では、同一の駆動装置(例え トや表示機度は得られないという問題点がある。 【0007】他方、特開平1-318929号公報で

が発生せず、反射型表示時にも透過型表示時にも高コン 装置において、視差による二重映りや表示のにじみなど であり、反射型表示と透過型表示とを切換え可能な液晶 トラストで商品位の画像表示が可能な半透過反射型の液 【0008】本発明は上述の問題点に鑑みなされたもの 50

> とを課題とする。 晶装置及びその液晶装置を用いた電子機器を提供するこ

対して相異なるように前記第1及び第2億極を駆動する 装置の点灯時と非点灯時とで前記第1及び第2電極を介 の前記液晶層と反対側に配置された照明装置と、該照明 された半透過反射層からなる第2電極と、前記第2基板 な第1億極と、前記第2基板の前記液品層側の面に形成 と、前配第1基板の前記液晶層側の面に形成された透明 は上記課題を解決するために、透明な一対の第1及び第 して前記液晶層に印加される液晶駆動低圧が同一画像に 2 基板と、核第1及び第2 基板間に挟持された液晶層 【課題を解決するための手段】本発明の第1の液晶装備

に間隙が殆どなく、そのため視差に起因する表示の二 透過する。従って、暗所では光顔光を用いて明るい表示 源光を、半透過反射層(第2電極)を介して液晶層側に には、照明装置から発せられ第2基板側から入射した光 映りや表示のにじみが発生しない。他方、透過型表示時 ているため、液晶層と半透過反射層(第2億種)との間 反射層(第2電極)は、第2基板の液晶層側に配置され ら入射した外光を液晶層側に反射する。この際、半透過 示時には、半透過反射層(第2電極)は、第1基板側か

40 るための液晶印加電圧のレベルを反射型表示と透過型表 が可能となる。特に、白表示と黒表示の中間調表示をす 過率特性に適合した駆動電圧により液晶を駆動すること 型安示時に当該透過型表示における駆動電圧に対する透 **電圧により液晶を駆動しつつ、照明装置を点灯した透過** 示における駆動の圧に対する反射率特性に適合した駆動 り、照明装置を非点灯した反射型表示時に当該反射型表 本発明のように液晶駆動電圧を相異ならしめることによ 動館圧に対する透過率の特性とは一致していないため 圧に対する反射率の特性と透過型表示時における液晶駆 反射型の液晶装置では反射型表示時における液晶駆動電 に第1及び第2電極が駆動される。即ち、一般に半液温 加される液晶駆動電圧が同一画像に対して相異なるよう 非点灯時とでは、第1及び第2電極を介して液晶層に印

とで前記第1及び第2電極を介して前記液晶層に印加さ 配置された照明装置と、該照明装置の点灯時と非点灯時 明な第2億極と、前記第2基板の前記液晶層と反対側に と、籔半透過反射層と前記液晶層との間に形成された透 第2基板の前記液晶層側の面に形成された半透過反射層 前配液晶層側の面に形成された透明な第1電極と、前記 及び第2基板間に挟持された液晶層と、前記第1基板の するために、透明な一対の第1及び第2基板と、該第1 【0012】本発明の第2の液晶装置は上記課題を解決

駆動手段とを備えたことを特徴とする。

が可能となる。 【0010】本発明の第1液晶装置によれば、反射型表

示で変えることは非常に有用である。 【0011】特に駆動手段により、照明装置の点灯時と

透過型表示における駆動電圧に対する反射率特性に適合 に第1及び第2個極が駆動される。これにより上述した 加される液晶駆動電圧が同一画像に対して相異なるよう を駆動しつつ照明装置を点灯した透過型表示の際に当該 電圧に対する反射率特性に適合した駆動電圧により液晶 本発明の第1の液晶装置の場合と同様に、照明装置を非 非点灯時とでは、第1及び第2電極を介して液晶層に印 した駆動電圧により液晶を駆動することが可能となる。 点灯した反射型表示の際に当該反射型表示における駆動 【0014】特に駆動手段により、照明装置の点灯時と

n Film Diode)アクティブマトリクス駆動方式、セグメ の表示に不要な反射光を抑えることができるので、 できる。また、反射型表示時に、画楽聞やドット間から されない画来間またはドット間からの光湖れを抑えるこ となるように駆動するので、透過型表示時に液晶が駆動 が、前者を採用すれば、非駆動時には液晶装置が暗状態 m Diode) アクティブマトリクス駆動方式、TFD(Thi とができ、コントラストが高い透過型表示を得ることが ント駆動方式等の公知の各種駆動方式を採用可能であ ては、パッシブマトリクス駆動方式、TFT(Thin Fi トラストが高い表示を得ることができる。 **ードでもノーマリーホワイトモードのいずれでもよい** 【0015】なお、第1及び2液晶装置の駆動方式とし また、表示モードとしては、ノーマリーブラックモ

装置からの光が透過可能な開口部が設けられた反射膜が 様では夫々、前記半透過反射層は、各画素内に前記照明 【0016】本発明の第1及び第2の液晶装置の一の態

陥、凹入欠陥等でもよい。 若しへは、反射膜をストライ 反射型表示が可能となる。なお、このような閉口部とし が可能となる。また、開口部から外れた反射膜部分によ 規則に点在された矩形のスリットや微細な開口、孔久 ては例えば、反射膜の表面に規則的に配列された又は不 り、液晶を介して外光を反射するので、外光を利用した れた関ロ邸を介して、照男装置からの光が各画素につい て透過可能であるので、照明装置を利用した透過型表示 【0017】この態様によれば、半透過反射層に設けら

配第1及び第2電極を駆動する駆動手段とを備えたこと れる液晶駆動電圧が同一画像に対して相異なるように前

示時には、半透過反射層は、第1基板側から入射した外 表示が可能となる。 側に透過する。従って、暗所では光源光を用いて明るい 側から入射した光顔光を、半透過反射層を介して液晶層 過反射層との間に関隙が殆どなく、そのため視差に起因 2 基板の液晶層側に配置されているため、液晶層と半透 光を液晶層側に反射する。この際、半透過反射層は、第 方、透過型表示時には、照明装置から発せられ第2基板 する表示の二重映りや表示のにじみが発生しない。他 【0013】本発明の第2液晶装置によれば、反射型表

£

特期2000-56294

閉口部として光が透過するように構成してもよい。ま 成分の食属が用いられるが、Cr (クロム) やAg た、反射膜の材料としては、Al(アルミニウム)が主 プ状や島状に複数形成して、相隣接する反射膜の間隙を (銀) などの可視光領域の外光を反射させることのでき

製できる。 0%以上95%以下である半透過反射型の反射電極が作 れば、癌過率が1%以上40%以下であり、反射率が5 【0018】他方、開口部の径は、0.01μm以上2

い。例えば、9.5重量%以上のA.1を含み、かつ陽厚が

10 nm以上40 nm以下であるように反射膜を構成す る金属であれば、その材料は特に限定されるものではな

介して液晶層に導入される光によって透過型表示が実現 が好ましい。このようにすることで、反射型表示の明る 程/現像工程/蜘離工程で容易に作製することができ できる。このような関ロ部はレジストを用いたフォトエ さの低下を抑えることができと共に、反射膜の開口部を に対して、5%以上30%以下の面積托で形成すること 透過型表示を同時に実現できる。また、開口部は反射額 ことで生じる安示品質の劣化を抑えつつ、反射型安示と で、人間が認識することが困難であり、開口部を設けた 0μm以下であることが好ましい。このようにするこ

性や製造歩留まりが高まる。 ける必要がないため、当該第2電極についての装置信頼 1の液晶装置の場合には、透明な第2電極に開口部を設 極)が外光を反射する機能と液晶に電圧を印加する機能 も有利であり、低コスト化を図れる。他方、本発明の第 する場合と比較して、装置構成上も製造上或いは設計上 との両方を有するので、反射膜と画素電極とを別途形成 【0019】特に、本発明の第1の液晶装置の場合に このような反射膜からなる半透過反射層(第2日

様では夫々、前記駆動手段は、前記第1億極に包圧を供 を前記非点灯に応じて反射型表示用の設定に切り換え目 給する第1供給手段と、政第1供給手段が供給する促出 うに前記第1供給手段を制御する第1制御手段とを備え **の前記点灯に応じて透過型表示用の設定に切り換えるよ** 【0020】本発明の第1及び第2の液晶装置の他の態

動電圧により液晶を駆動できる。 圧に対する反射率特性及び透過率特性に失々適合した駆 ば、Yドライバ回路)により、第1電極(例えば、走査 型の点灯に応じて透過型表示用の設定に切り換えられ 線)に電圧が供給されるが、第1制御手段による制御の 【0021】この態様によれば、第1供給手段(例え 従って、反射型表示時及び透過型表示時に、駆動電 反射型表示用の数定に切り換えられ、他方で照明装 この供給される電圧は、照明装置の非点灯に応じ

点灯と前記非点灯とを切り換える点灯切換手段を更に偏 【0022】この態様では、前記照明装置における前記

50

-4-

[0023] 本発明の第1及び第2の液晶装置の他の態 様では夫々、前配駆動手段は、前配第2電極に電圧を供 **恰する第2供給手段と、該第2供給手段が供給する電圧** を前記非点灯に応じて反射型表示用の設定に切り換え且 うに前記第2供給手段を制御する第2制御手段とを備え **の前配点灯に応じて透過型表示用の設定に切り換えるよ**

夕穣) に電圧が供給されるが、第1制御手段による制御 の下、この供給される電圧は、照明装置の非点灯に応じ て、反射型表示用の散定に切り換えられ、他方で照明装 る。従って、反射型要示時及び透過型要示時に、駆動電 圧に対する反射率特性及び透過率特性に去々適合した駆 ば、Xドライバ回路) により、第1 電極(例えば、デー [0024]この簡様によれば、第2供給手段(例え 個の点灯に応じて透過型表示用の散定に切り換えられ 動電圧により液晶を駆動できる。

前記非点灯に応じて反射型表示用の設定に切り換え且つ 【0025】この簡様では、前配第2供給手段は、階調 前記点灯に応じて透過型表示用の設定に切り換えるよう データの示す略闘レベルに応じた大きさの契効値を有す る電圧を前記第2電極に供給し、前記第2制御手段は、 各階関レベルに対する前配実効値の各大きさの設定を、 に前配第2供給手段を制御してよい。

る制御の下、各階調レベルに対する実効値の各大きさの 設定は、非点灯に応じて反射型装示用の設定に切り換え 電圧が前配第2電極に供給される。従って、特に階調全 [0026] このように構成すれば、第2制御手段によ られ、他方照明装置の点灯に応じて透過型装示用の設定 **ータの示す路間レベルに応じた大きさの実効値を有する** [0021] 本発明の第1及び第2の液晶装置の他の態 に切り換えられる。そして、第2供給手段により階調テ 様では夫々、前記半透過反射層と前配第1 基板との関 域に渡って良好な駆動電圧により液晶を駆動できる。 に、カラーフィルタを更に備える。

一莪示と照明装置を利用した透過型カラ一莪示を行うこ とができる。カラーフィルタは、380mm以上780 n m以下の被長範囲のすべての光に対して25%以上の [0028] この態様によれば、外光による反射型カラ 透過學を有しているのが好ましい。このようにすること で、明るい反射型カラー接示と透過型カラー接示を実現

40

【0029】本発明の第1及び第2の液晶装置の他の態 様では夫々、前配半透過反射層が凹凸を有する。

[0030] この態様によれば、反射電極の鏡面感を凸 きる。また、凹凸による散乱によって、広視野角の表示 **凹によってなくし、散乱面(白色面)に見せることがで**

20

が可能となる。この凹凸形状は、反射電極の下地に感光 性のアクリル樹脂等を用いて形成したり、下地のガラス 基板自身をフッ酸によって荒らしたりすることによって 形成することができる。尚、反射電極の凹凸要面上に透 明な平坦化ី

校を更に形成して、液晶層に面する装面(配 向膜を形成する麥面)を平坦化しておくことが液晶の配 向不良を防ぐ観点から望ましい。

|0031||本発明の電子機器は上記課題を解決するた めに、上述した本発明の液晶装置を備えたことを特徴と

91

機器を実現できる。このような電子機器は、明るい場所でも確い場所でも、周囲の外光に関係なく特に高コント [0032] 本発明の電子機器によれば、視差による二 **重映りや妻示のにじみがなく、反射型表示と透過型表示** とを切り換えて表示することのできる半透過反射型液晶 装置や半透過反射型カラー液晶装置を用いた各種の電子 ラストで高画質の表示を実現できる。 [0033]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 を参照して説明する。

20

機略平面図であり、図2~図6は夫々、第1実施形態に [0034] (第1実施形態) 本発明に係る液晶装置の 図であり、図1(b)は、図1(a)に示した第1 実施形態の おける反射電極に設けられる開口部の各種の具体例を示 第1 実施形態を図1から図7を参照して説明する。図1 す拡大平面図であり、図7は、第1実施形態の液晶装置 における駆動電圧に対する反射型投示時の反射率Rの特 性及び透過型投示時の透過なTの特性を示す特性図であ る。図1(b)では、電極配置を見易くするために図1(a) に示したカラーフィルタ及びブラックマトリクス層を省 **発しており、また、説明の便宜上ストライプ状の配極に** ついても縦横3本ずつのみ示してあるが、実際の液晶装 イプマトリクス型の装置や他のセグメント型の装置、そ 尚、第1実施形態は基本的に単純マトリクス型の液晶表 示装壁に関するものであるが、同様の構成によりアクテ (a)は、本発明の第1実施形態の構造を示す概略縦断面 置では遥かに多い数のストライブ状の電極が設けらる。 の他の液晶装置にも適用することは可能である。 30

[0035] 図1(a)及び図1(b)に示すように、第1実 施形態では、2枚の透明基板1及び2の閒に液晶層3が ック液晶で構成されている。前方の透明基板1の内面上 が所定パターンで配列されている。カラーフィルタ5の **枠状のシール材 4 によって對止された液晶セルが形成さ** れている。液晶層3は、所定のツイスト角を搾つネマチ 表面上には透明な保護膜10が被覆されており、保護膜 10の表面上に複数のストライプ状の透明電極6が1下 5には、8 (赤)、6 (緑)、B (脊)の3色の潜色層 透明電極6の表面上には配向膜9が形成され、所定方向 にはカラーフィルタ5が形成され、このカラーフィルタ O(Indium TinOxide)膜などにより形成されている。

にラビング処理が施されている。

状の反射電極7が上配透明電極6と交差するように複数 ティブマトリクス型の装置である場合には、各反射電極 記カラーフィルタ 5 の着色層毎に形成されたストライプ 配列されている。TFD鞣子やTFT葉子を備えたアク 7 は矩形状に形成され、アクティブ業子を介して配線に 接続される。この反射電極7はCrやAlなどにより形 射する反射面となっている。反射電極1の表面上には上 成され、その妻面は透明基板1の側から入射する光を反 り、開口部75の総面積は反射電極1の総面積に対して 2 mm径の開口部7b (図1(b)参照) が多数設けてあ 記と同様の配向膜19が形成される。反射電極7には、 [0036] 一方、後方の透明基板2の内面上には、 約10%の割合で散けてある。

[0038] 先ず図2に示すように、上側の透明基板に 形成されたストライプ状の透明電極802(図1の透明 れたストライプ状の反射電極802 (図1の反射電極7 に対応) に、矩形のスリット803(図1の照口部1b 0.3は、正方形でも長方形でも、その他の多角形や円形 でもよい。更に、配置や向きについても、各ドット (即 る領域)内に少なくとも一つの間口部が設けられていた ば、規則正しく配列されてもよいし、不規則に点在され [0037] ここで図2~図6を参照して、反射電極7 関節6に対応)に対向して、下側の強明基板上に形成さ ち図2中、透明電極801と反射電極802とが交差す が形成されてもよい。なお、矩形のスリット8 及び開口部7bの各種の具体例について説明する。 (役女!)

20

されたストライプ状の透明電極601(図1の透明電極 [0039] 図3に示すように、上側の透明基板に形成 6に対応)に対向して、下側の透明基板上に形成された ストライブ状の反射電極602(図1の反射電極1に対 応)に、不規則に点在する孔欠陥、凹入欠陥等の微細な 欠陥部603(図1の開口部7bに対応)が形成されて

[0040] 図4に示すように、上側の透明基板に形成 されたストライプ状の透明電極301(図1の透明電極 6 に対応) に対向して、下側の透明基板上に形成された ストライプ状の反射電極303(図1の反射電極7に対 応)を所定の間隙303(図1の開口部75に対応)を 隔てて配置してもよい。即ち、この間隙303を介して バックライト15からの光を液晶層3に導入する。

できる。

6

[0041] ここで第1実施形態は単純(パッシブ)や トリクス型液晶装置に係るものであるが、例えば後述す るTFDアクティブマトリクス駆動方式の半透過反射型 の液晶装置の場合には、図4の具体例と同様の考え方か ら、図5に示すように、上側の透明基板に形成されたス に対向して、下側の透明基板上に各ドット毎に形成 トライプ状の透明電極201(図1の透明電極6に対 された島状の反射電極204(図1の反射電極7に対

特開2000-56294

9

隔てて記置してもよい。即ち、この間隙205を介して され、さらに各ドットに対応してTFD繋子203が形 この場合には、下側透明基板上には走査線202が形成 成されて、TFD繋子203を介して走査線202と反 パックライト15からの光を液晶層3に導入する。尚、 応)を所定の関隊205(図1の関ロ部7bに対応) 射電極204とが接続されている。

【0042】更に、例えば後述するTFTアクティブマ トリクス駆動方式の半透過反射型の液晶装置の場合に

に、上側の透明基板に形成された透明電極1401 (図 に各ドット毎に形成された島状の反射電極1405(図 1の反射電極7に対応)を所定の間隙1406(図1の は、図4の具体例と同様の考え方から、図6に示すよう 1の透明亀橋6に対応)に対向して、下側の通明基板上 開ロ部7bに対応)を隔てて配置してもよい。即ち、こ の開隊 1 406を介してバックライト 1 5からの光を液 品層3に導入する。尚、この場合には、下側透明基板上 さらに谷ドットに対応してTFT繋子1404が形成さ れて、TFT繋子1404を介してデータ線1402及 び走査線1403と反射電極1405とが接続されてい にはデータ線1402及び走査線1403が形成され、

[0043] 再び図1(a)及び図1(b)に示すように、前 方の透明基板1の外面上に偏光板11が配置され、偏光 板11と透明電極1との間に位相差板13が配置されて いる。また、液晶セルの後方には、透明基板2の背後に 位相差板14が配置され、この位相差板14の背後に偏 光板12が配置されている。そして、偏光板12の後方 には、白色光を発する蛍光管15aと、この蛍光管15 a に沿った入射端面を備えた導光板15bとを有するバ ックライト15が配置されている。導光板156は裏面 である蛍光管158の光を端面にて受けて、図の上面か らほぼ均一な光を放出するように構成されている。その が形成されたアクリル樹脂板などの透明体であり、光顔 やEL (エレクトロルミネセンス) などを用いることが 全体に散乱用の粗面が形成され、或いは散乱用の印刷層 他のバックライトとしては、LED (発光ダイオード)

[0044] 第1実施形態では、透過型表示のときに各 反射電極7の間の領域7 a から光が溜れるのを防ぐため に、カラーフィルタ 5の各着色層の間に形成された選光 部であるプラックマトリクス層 5 a が平面的にほぼ対応 [0045]次に以上のように構成された第1実施形態 して散けられている。ブラックマトリクス層5gはCr **層を被指したり、感光性プラック樹脂で形成する。**

[0046] 先ず、反射型接示について説明する。外光 ルタ 5 なそれぞれ透過し、液晶層 3 を通過後、反射電極 は図1における偏光板11、位相整板13、カラーフィ 7 によって反射され、再び偏光板11から出射される。 の動作について説明する。

-9-

20

-5

晶層 3 への印加電圧に応じて、偏光板 1 1 の透過(明状 液晶層3に導入され、液晶層3を通過後、 クライト 1 5 からの光は偏光板 1 2 及び位相差板 1 4に 態)及び吸収(暗状態)並びにそれらの中間の明るさを 夕5、位相蹙板13をそれぞれ透過する。このとき、腋 よって所定の偏光となり、反射電極7の開口部7 b より 【0047】次に、透過型要示について説明する。バッ カラーフィル

のレベルを反射型表示と透過型表示で変えることは非常 率Rの特性及び透過率Tの特性を予め実験的、経験的. 定は失々、個々の液晶装置について各駆動電圧毎の反射 電圧の設定及び透過率Tの特性に適合する駆動電圧の設 に有用である。これらの反射率Rの特性に適合する駆動 白妻示と爲妻示の中間調妻示をするための液晶印加電圧 性に適合した駆動電圧により液晶が駆動される。特に により液晶層 3 が駆動され、パックライト15を点灯し 図7に示したような反射率Rの特性に適合した駆動電圧 は、バックライト15を非点灯した反射型要示時には、 極6と反射電極7が駆動される。即ち、本実施形態で 明電極6と反射電極7を介して液晶層3に印加される液 することができないことになる。しかるに、本実施形態 表示時及び透過型表示時のどちらか一方についてしか、 いせい が本願発明者らによる研究及び実験の結果判明してい **表示時の透過率Tの特性とは、相異なるものであること** 動電圧に対する反射型表示時の反射率Rの特性と透過型 態の如き半透過反射型の液晶装置においては一般に、駆 いては第3実施形骸として詳述する。 理論的に求めておくことにより比較的容易に行われる。 た透過型表示時には、図7に示したような透過率Tの特 に図7に示した如き特性曲線のスロープを最大限に利用 高階調要示を行うため或いはコントラストを高めるため 半透過反射型の液晶装置を駆動しようとすれば、反射型 晶駆動は圧が同一画像に対して相異なるこうに、透明電 では、バックライト15の点灯時と非点灯時とでは、透 る。即ち、仮にパックライト15の点灯と非点灯とによ 【0048】ニニで、図7に示したように、第1実施形 このような駆動を行う駆動装置の具体的な構成につ 同一画像に対して、一定の駆動制圧でこの種の

液晶装置が実現できる。 えて表示することができ、特に反射型表示と透過型表示 表示のにじみのない反射型表示と透過型表示とを切り換 とのいずれにおいても高コントラストで高品位のカラー 【0049】上述した本実施形態によれば、二旗映りや

ても良好な表示制御ができる。そして、位相差板13に び12により反射型表示と透過型表示とのいずれにおい より反射型表示時における光の波長分散に起因する色付 【0050】尚、第1実施形態によれば、偏光板11及 SO

> 色補償、もしくは現角補償によりそれぞれの位置に複数 付きなどの色質への影響を低減することが可能となる。 により透過型表示時における光の波長分散に起因する色 枚位相差板を配置することも可能である。 また、位相整板13及び14については、液晶セルの割 きなどの色調への影響を低減すると共に、位相差板14

のや、透明基体の要面上を粗面化(マット化)した要面 屈折率の異なる透明な粒子を分散させた内部拡散形のも 透明基板1との間に、アクリル樹脂などの透明基体中に ば、反射電極17の鉄面感を凸凹によってなくし散乱菌 を有するように構成してもよい。このように構成すれ て広視野角の表示が可能となる。他方、位相差板13と 7を平坦ではなく、例えば高低差が約0.8μmの凹凸 [0051] 更に、 (白色面) に見せることができ、凹凸による散乱によっ 上述した本実施形態では、反射電後

形成してもよく、これにより透過型表示を行う際に表示 フォトリングラフィ工程等を利用して微細な細孔を多数 を明るくでき、反射型表示を行う際に外光の映り込みを

が、同様の構成によりアクティブマトリクス型の装置や に単純マトリクス型の液晶表示装置に関するものである 付し、その説明は省略する。尚、この実施形態は基本的 第1実施形態と同じ構成要素については同じ参照符号を 他の例を示す拡大平面図である。図8中、図1に示した を示す拡大平面図であり、図9(b)は、この反射電極の あり、図9(a)は、第2実施形態に係る反射電極の一例 第2実施形態を図8及び図9を参照して説明する。図8 他のセグメント型の装置、その他の液晶装置にも適用す は、本発明の第2実施形態の構造を示す概略縦断面図で

られている点等が主に異なる。その他の構成については 1 電極は電極機能のみを果たし、別途散けられた反射版 透過反射板上に設けられた透明電極からなる(即ち、第 フィルタ及びブラックマトリクス層が下側基板上に散け が半透過反射機能を果たす)点が異なり、更に、カラー を有する単一層の反射電極ではなく、開口部を有する単 1 実施形態と比べると、下側基板上の第2電極が閉口部

6 は矩形状に形成され、アクティブ素子を介して配線に おり、被晶分子はラベング方向に約85度のプレティル は、配向膜19には所定方向にラビング処理が施されて クティブマトリクス型の装置である場合には、透明電筒 ト角を有している。TFD素子やTFT素子を備えたア 【0054】即ち図8に示すように、透明基板1側で

できる。更に、反射電極1に、蒸着やスパッタリング、 る外光の映り込みを防止し、視認性を向上させることが い。このように構成すれば、反射電極7の直接反射によ 拡散形のものからなる路過型の光拡散板を配置してもよ

ることは可能である。 【0052】(第2英施形態)本発明に係る液晶装置の

基本的に第1実施形態の場合と同様である。 【0053】図8に示すように、第2実施形態では、

が形成されており、その表面上に1.0**度量%の**N dを 光柱のアクリル樹脂によって庵氏さ約0.8gmの回凸 【0055】一方、下側の透明基板2の内面上には、感

差板13及び14として、特に1/4被長板が失々用レ 交差するように複数配列されている。透明電極416の 成され、このカラーフィルタ414には、R (赤)、G 添加したA1を25nmの厚みでスパッタし、半透過反 お、この配向膜19にはラビング処理を施さない。位相 表面上には上記と同様の配向膜19が形成される。 れたストライプ状の透明電極416が上記透明電極6と されている。カラーフィルタ414の着色脳毎に形成さ ストライプ状の透明電極416がITOなどにより形成 保護膜が被覆されており、この保護膜の表面上に複数の されている。カラーフィルタ414の表面上には透明な は、保護膜412を介して、カラーフィルタ414が形 射板411が形成されている。半透過反射板411上に (様)、B(骨)の3色の着色層が所定パターンで配列 ۶,

することができる。

性が負のネマティック液晶を用いる。 おける倒れる方向を規定する。液晶層3には、誘電異方 た、位相差板 (即ち、1/4 改長板) 13及び14の遅 板1の内面上の配向膜9のラビング処理の方向R1もま 方向に回転した方向に設定されている。さらに、透明基 4の遅相軸C1及びC2の方向は未々、θ=45度時間 に対して、位相差板(即ち、1/4波長板)13及び1 相軸 C 1 及びC 2の方向と一致する方向に施されてい る。これらの偏光板11及び12の透過軸P1及びP2 板12の透過軸P1及びP2は同方向に設定されてい 【0056】更に第2実施形態では、偏光板11と偏光 このラビング方向R1は、液晶層3の電界印加時に

30

に各ドット間の領域から光が漏れるのを防ぐために、カ して設けられている。プラックマトリクス層413はC であるブラックマトリクス層413が平面的にほぼ対応 ラーフィルタ414の各着色層の間に形成された遮光朗 1層を被着したり、感光性ブラック樹脂で形成する。 【0057】更に第2実施形態では、透過型表示のとき

の表示状態は暗(無)である。このようにノーマリーフ 示した第1実施形態の場合と同様の傾向を示す。尚、第 る必要がなくなる。 とができるので、ブラックマトリクス層413を形成す 極416の間隙からの光漏れや不要な反射光を抑えるこ ラックモードで駆動すれば、液晶が駆動されない透明電 2 実施形態の液晶装置を駆動する際には、電界無印加時 Rの特性と透過型要示時の透過傘Tの特性とは、図7に 晶装置における駆動電圧に対する反射型表示時の反射率 【0058】以上のように構成された第2実施形態の液

の影作について説明する。 【0059】次に以上のように構成された第2実施形態

[0060] 先ず、反射型表示について説明する。 华光

so

し半透過反射板411によって反射され、再び偏光板1 過し、液晶層 3 を通過後、カラーフィルタ414を通道 は図8における偏光板11、位相差板13をそれぞれ造

このとき、液晶層 3への印加電圧に

8

特照2000-56294

なり、半透過反射板411より液晶層3に導入され、液 状態)と吸収(暗状態)、及びその中間の明るさを制御 液晶層 3 への印加電圧に応じて、偏光板 1 1 の透過(明 晶層3を通過後、位相差板13を透過する。このとき、 よって所定の偏光(円偏光、楕円偏光又は直線偏光)と クライト 1 5 からの光は偏光板 1 2 及び位相差板 1 4 に 態) 並びにそれらの中間の明るさを制御する。 応じて、偏光板 1・1の透過(明状態)及び吸収(暗状 【0061】次に、透過型表示について説明する。パッ

る。即ち、本実施形態では、バックライト15を非点灯 液晶装置が実現できる。 とのいずれにおいても高コントラストで高品位のカラー えて表示することができ、特に反射型表示と透過型表示 **根示のにじみのない反射型表示と透過型表示とを切り換** 【0063】上述した本実施形態によれば、二重味りや 具体的な構成については第3実施形態として詳述する。 晶が駆動される。尚、このような駆動を行う駆動装置の したような透過率Tの特性に適合した駆動電圧により接 ツクライト15を点灯した透過型表示時には、図7に示 特性に適合した駆動電圧により液晶層 3 が駆動され、パ した反射型要示時には、図7に示したような反射率Rの 異なるように、透明電極6と透明電極416が駆動され 晶層3に印加される液晶駆動電圧が同一画像に対して相 点灯時とでは、透明電極6と透明電極416を介して液 2 実施形骸においても、バックライト15の点灯時と昇 【0062】ニニで、第1実施形態の場合と同様に、

は、反射率80%及び透過率10%の値を示し、半透過 反射板411として十分に機能していることが確認でき きる。1.0 魚鼠%のN dを添加した25 n m厚のA l がつきやすいA1金属層を取り扱いやすくすることがて A 1 金属圏が現像液で溶解することがない。さらに、個 **像液やカラーフィルタ現像液と触れることがないので、** を形成している。このため、AI金属層が直接ITOB で覆い、その上にカラーフィルタ層や保護膜、透明電極 にはAlが主成分の金属層を用いて、この表面を保護膜 【0064】また、第2実施形態の半透過反射板41:

は、反射光を広角に反射させることができるので、広根 野角の液晶装置が実現できる。 【0065】また、凹凸を付与した半透過反射板411

体例を図9を参照して説明する。 1及びこの上に設けられる透明電極416についての具 【0066】ここで、開口部を有する半透過反射板41

うに、上側の過野堪板に1TO棒から形成されたストラ [0067] 先ず第1の具体例では、図9(a)に示すよ

8-

9

茶型2000-56294

2. が形成されておらず且つ透明電極416が形成され に対向して、下側の透明基板上にA1毎からストライプ 状で幅W1の反射板602, (図8の半透過反射板41 1に対応) が複数形成され、更に1Tの毎からストライ ち、W2>W1)の透明電極603′(図8の透明電極 416に対応)が複数形成されている。この結果、各反 射板602,毎に、W1-W1の幅の部分が開口部とし て機能する。即ち、このように平面的に見て反射板60 ている領域をバックライト 1 5からの光が透過可能とな る。他方、このように平面的に見て反射板602,が形 成されており且つ透明電極416が形成されている領域 を外光が反射可能となり透過可能となり、この領域によ (図8の強明電極6に対応) ブ状で反射板602′よりも一回り大きい個W2(即 り、この領域により透過型扱示を行うことが可能とな り反射型表示を行うことが可能となる。 イプ状の透明配極602,

うに、下側の透明基板上にA1等から島状の反射板50 更に1 TO等から島状で反射板503よりも一回り 可能となり、この領域により反射型表示を行うことが可 その周囲の部分が関ロ部として機能する。即ち、こ のように平面的に見て反射板503が形成されておらず ト15からの光が透過可能となり、この領域により透過 型鞍示を行うことが可能となる。他方、このように平面 的に見て反射板503が形成されており且つ透明電極5 且の透明電極504が形成されている領域をバックライ 04が形成されている領域を外光が反射可能となり透過 能となる。尚、この具体例は、TFDアクティブ[・]マト リクス駆動方式用のものであり、各透明電極504は、 (図8の半透過反射板411に対応)が複数形成さ 大きいの透明電極504 (図8の透明配極416に対 が形成されている。この結果、各反射板503年 Û

楽電極またはドット電極以外に入射した光は、表示に関 であるので、遮光膜(ブラックマトリクス瘤)や液晶層 【0069】図9を用いて説明した具体例では夫々、画 **係がなく、透過型漿示のコントラストを低下させるだけ** の表示モードをノーマリーブラックとすることで、適断 することが好ましい。

TFD寮子502を介して各走査線501に接続されて リクス駆動方式の液晶装置の半透過反射板及び透明電極

いる。この変形例とほぼ同様に、TFTアクティブマト

を下側透明基板上に形成可能である。

クライトから出射し、下側の透明基板に導入された光の 透明電極601′のライン幅(L)を198μm、下側 基板内面のA 1 からなる反射層602,のライン幅(W 1) を46μm、その上に形成した1TOからなる適明 夜晶層に導入された外光のうち約70%を反射し、バッ [0070] 図9(a)の具体例における1TOからなる **昭極603.のライン幅(W2)を56μmとすると、** うち約10%を透過させることができる。

[0071]また、本実施形態のA1反射圏はその装面 に1TO透明電極を形成したので、A1反射層に傷がつ きにくくすることができ、またAI反射層とITO透明 電極の20が電極ラインとなるので、電極ラインの低抵 [0012] (第3実施形態) 次に、上述した本発明の 第1及び第2実施形態の液晶装置を駆動する駆動回路を 含む液晶装置に係る第3実施形態について図10のプロ ック図を参照して説明する。 [0073] 図10において、液晶装置は、バックライ ト15を内蔵する液晶パネル(上述した第1及び第2寅 施形態における液晶装置に対応) 103を駆動する駆動 装置と、パックライト15を駆動する光顔駆動装置10 8と、パックライト15の点灯・非点灯を切り換える点 **F 切換装置 107とを備えて構成されている。**

[0074] 駆動装置は特に、液晶パネル103に配線

[0068] 次に第2の具体倒では、図9(b)に示すよ

されたデータ線を駆動する第2供給手段の一例としての X ドライバ回路 1 1 0、X ドライバ回路 1 1 0 の駆動電 圧を制御する第2制御手段の一例としてのデータ線駆動 制御回路110a、液晶パネル103に配線された走査 線を駆動する第1供給手段の一例としてのYドライバ回 路100及びYドライバ回路100における走査線駆動 電圧を制御する第1 制御手段の一例としての走査線駆動 制御回路100aを備えて構成されている。 ゲータ線駆 動制御回路110gは、画像信号Sv及び投示制御信号 Ssが外部の画像信号処理回路から入力されると、これ が外部の画像信号処理回路から入力されると、この入力 **信号に基づいてYドライバ回路100に対して走査線駅** らの入力信号に払るいてX ドライベ回路110に対して X ドライバ回路110は、画像信号を所定タイミングで 各データ銀に供給することにより、各データ線を駆動す る。走查線駆動制御回路100aは、表示制御信号Ss 動制御信号S2を出力する。これを受けて、yドライバ 回路100は、走査信号を所定タイミングで各走査線に データ線駆動制御信号 S1を出力する。これを受けて、 供給することにより、各走査線を駆動する。

は、照明装置の一例を構成する。点灯切換装置107か 【0075】パックライト15及び光原駆動装置108 は、選択的に光顔駆動電圧VLをバックライト15に供 給する。これを受けてバックライト15は、前述のよう に被晶パネル103内の液晶層を半透過反射層を介して 5の点灯切換信号SLを受けて、光顔駆動装置102

40

例を構成しており、バックライト15の点灯;非点灯を 操作者によるマニュアルスイッチ操作により或いは外光 レベルを検出することにより点灯切換信号SLを光顔駆 動装置108に出力する。即ち、明所では、操作者によ るマニュアル操作により又は外光レベルの検出で自動的 に、パックライト15を非点灯させる旨の点灯切換信号 [0076] 点灯切換装置107は、点灯切換手段の-

S L が光顔駆動装置 108に出力され、パックライト1 5は点灯されることなく、外光による反射型表示が行わ れる。他方、暗所では、操作者によるマニュアル操作に より又は外光レベルの検出で自動的に、バックライト1 5を点灯させる旨の点灯切換信号SLが光源駆動装置1 08に出力され、光源駆動電圧立しが供給され、パック ライト15が点灯されて、透過型装示が行われる。

ベ回路100及び走査線駆動制御回路110aからなる [0071] 本実施倒では特に、上述に如きXドライバ 加される液晶駆動電圧が同一面像に対して相異なるよう 回路110、データ線駆動制御回路110a、Yドライ で、点灯切換装置107から出力される点灯切換信号S Lに基づいて、走査線及びデータ線を介して液晶層に印 に、走査線及びデータ線を駆動するように構成されてい 駆動装置は、バックライト15の点灯時と非点灯時と

パックライト15の非点灯時には、画像信号Svにより 指定される階間レベル(或いは白及び黒レベル)に対し てXドライバ回路110がデータ線に供給する画像信号 の電圧散定を、例えば図7の如き反射率Rの特性に基づ いて、予め設定された反射型数示用に最適化された電圧 設定に切り換える。これに代えて又は加えて、走査線駆 れる点灯切換信号SLが入力されると、その信号レベル を、例えば図1の如き反射率Rの特性に基ろいて、予め [0078] より具体的には、データ級駆動制御回路1 10gは、点灯切換装置107から出力される点灯切換 動制御回路100gは、点灯切換装置107から出力さ イバ回路100が走査線に供給する走査信号の電圧設定 切換装置 107から出力される点灯切換信号 S Lに基づ 110がデータ級に供給する画像信号の電圧散定を、例 る電圧散定及び透過型表示用に最適化されたYドライバ に基づいて、バックライト15の非点灯時には、Y ドラ 設定された反射型表示用に最適化された低圧設定に切り 換える。更に、データ線駆動制御回路110gは、点灯 いて、パックライト15の点灯時には、X ドライバ回路 えば図1の如き透過母午の特性に魅力いて、予め設定さ る。これに代えて又は加えて、走査線駆動制御回路10 0 a は、点灯切換装置107から出力される点灯切換信 **号SLに基づいて、パックライト15の点灯時には、Y** ドライバ回路100が走査線に供給する走査信号の電圧 予め散定された透過型表示用に最適化された電圧散定に 切り換える。これらの反射型表示用に最適化されたXド ライバ回路110における電圧散定、反射型表示用に最 適化されたYドライバ回路100における電圧散定、透 過型投示用に最適化された X ドライバ回路 1 1 0 におけ 回路100における駐圧設定は夫々、液晶装置の稲類に 信号SLが入力されると、その信号レベルに基ろいて、 散定を、例えば図1の如き随過略丁の特性に基のいて、 れた透過型表示用に最適化された電圧散定に切り換え

又は走査信号を出力可能なように、Xドライバ回路11 0、データ級駆動制御回路110a、Yドライバ回路1 00及び走査線駆動制御回路110のハードウエア設計 がなされ、これらの回路内の単純な切り換え動作により 反射型扱示用又は透過型表示用に最適化された電圧設定 そして、例えば最適化された虹圧散定で画像信号及び/ ツェバフーション狰れより状めのため。 で液晶駆動が行われる。

ば、半透過反射型の液晶装置においては一般に駆動電圧 に対する反射型表示時の反射率Rの特性と透過型表示時 夫々のスロープを最大限に利用して、反射型要示にも透 トを高めることできる。特に、白斑示と黒斑赤の中間調 の透過却丁の特性とは、相異なるものであるにも係わら ず、図っに示した如き反射率R及び透過率Tの特性曲線 過型表示にも高階調表示を行うことができ、コントラス 表示をするための液晶印加電圧のレベルを反射型表示と [0079] 以上説明したように第3実施形態によれ 透過型投示で変えることは非常に有用である。

表示のにじみのない反射型表示と透過型要示とを切り換 えて表示することができ、特に反射型表示と透過型要示 とのいずれにおいても高コントラストで高品位のカラー [0080]上述した本実施形態によれば、 液晶装置が奥現できる。

[0081] (第4 実施形態) 本発明に係る液晶装置の 第4実施形態は、本発明が好適に適用されるTFDアク 第4実施形盤を図11から図14を畚照して説明する。 ティブマトリクス液晶装置の実施形態である。 [0082] 先ず、本実施形態に用いられる2端子型非 根形紫平の一倒と、してのTFD駆動紫子付近における構 成について図11及び図12を参照して説明する。ここ に、図 1 1 は、TFD駆動案子を画察電極等と共に模式 的に示す平面図であり、図12は、図11のB-B゚ 断 面図である。尚、図12においては、各層や各部材を図 面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部 材毎に箱尺を異ならしめてある。

[0083] 図11及び図12において、TFD駆動業 子40は、透明基板2上に形成された絶縁膜41を下地 として、その上に形成されており、絶縁膜41の側から 頃に第1金属膜42、絶縁層44及び第2金属膜46か して、「FD駆動業子40の第1金属膜42は、透明基 6.1 に代えてデータ数(後述する)を透明基板2上に形 改し、頭粲電極62に接続して、走査線61を対向基板 仮2上に形成された走査線61に接続されており、第2 模からなる画素電極62に接続されている。尚、走査線 ら構成され、TFD構造 (Thin Film Diode) 或いはM 金属膜46は、第2電極の他の一例である導電性の反射 I M構造 (Metal Insulator Metal構造)を持つ。そ 側に設けてもよい。 40

[0084] 透明基板2は、例えばガラス、プラスチッ クなどの絶縁性及び透明性を有する基板等からなる。下

20

-10

20

より定まるものであるため、各液晶装置について予め実

微細な開口等の光が透過する領域が設けられているか或 る。また、画索配極62は、単一の反射態から構成され されてその間隙を介して光が透過可能に棋成されてい いは、画素毎に対向基板上の透明電極よりも小さく形成 **述した各実施形態のように長方形や正方形のスリット** てもよいし、反射層と透明電極層との積層体から構成さ 【0085】本実施形態では特に、画素観極62は、上

の所定の配向処理が施された配向膜19が設けられてい ポリイミド薄膜などの有機薄膜からなりラビング処理等 【0086】更に、画素観極62、TFD駆動素子4 透明絶縁膜29が設けられており、その上に例えば 走査線61等の液晶に面する側(図中上側表面)に

液晶装置に適用可能である。 特性を有する2端子型非線形案子を本実拡形態の反射型 動媒子、RD(Ring Diode)などの双方向ダイオード 囲鉛)パリスタ、MSI (Metal Semi-Insulator) 顋 動業子の幾つかの例について説明したが、ZnO(酸化 【0087】以上、2端子型非線形素子としてTFD駆

ティブマトリクス駆動方式の半透過反射型液晶装置の構 茶子を備えて構成される第4実施形態であるTFDアク 成及び動作について図13及び図14を参照して説明す す部分破断斜視図である。 た等価回路図であり、図14は、液晶禁子を模式的に示 [0088] 次に、以上にように構成されたTFD駆動 ここに、図13は、液晶紫子を駆動回路と共に示し

回路110は、透明基板2又はその対向基板上に形成さ 供給手段の一例を構成するXドライバ回路110に接続 の対向基板上に配列された複数のデータ線60が、第2 クス駆動方式の半透過反射型液晶装置は、透明基板2上 れていてもよく、この場合では、影影回路内臓型の半路 されている。尚、Yドライバ回路100及びXドライバ を構成するYドライバ回路100に接続されており、そ に配列された複数の走査線61が、第1共給手段の一例 【0089】図13において、TFDアクティブマトリ 50

> 合には、駆動回路を含まない半透過反射型液晶装置とな 走査線61やデータ線60に接続されてもよく、この場 とは独立した外部 I Cから構成され、所定の配線を経て 0及UXドライバ回路110は、半透過反射型液晶装置 過反射型液晶装置となる。或いは、Yドライバ回路10

の開口部が透過することにより透過型表示が行われる。 れ、暗所ではパックライトからの光源光を画素電極62 晶層 3 に駆動賃圧が印加される。そして、明所では外光 0を介して、画素電極62及びデータ線60間にある細 FD駆動寮子40がオン状態となり、TFD駆動寮子4 にデータ信号が供給されると、当該回案領域におけるT 応する走査線61に走査信号が供給され、データ線60 他方の端子に接続されている。従って、各画素領域に対 晶層 3 及び画素電極 6 2 を介してTFD駆動素子 4 0 の 線60は、TFD駆動素子40の一方の端子に接続され を画素電極62が反射することにより反射型表示が行わ ており(図11及び図12参照)、データ線60は、液 【0090】マトリクス状の各画素領域において、走査

処理等の所定の配向処理が施された配向膜 9 が設けられ 例えばポリイミド薄膜などの有機薄膜からなりラビング の透明導電性薄膜からなる。データ線60の下側には、 交差する方向に伸びており、短冊状に配列された透明電 電極62が設けられており、各画衆電極62は、走査族 ス基板からなる。透明基板2には、マトリクス状に画奈 向基板)1とを備えている。透明基板1は、例えばガラ は、透明基板2と、これに対向配置される透明基板(対 れた色材膜からなる不図示のカラーフィルタが設けられ ている。更に、透明基板1には、その用途に応じて、ス 夕線60は、例えばITO(Indium Tin Oxide) 膜など 極としての複数のデータ線60が設けられている。デー 61に接続されている。透明基板1には、走査線61と 【0091】図14において、半透過反射型液晶装置 トライプ状、モボイク状、トライアングル状質に配列さ

一被晶装置が実現でき、画像データの階調レベルに対す 置によれば、二旗映りや表示のにじみのない反射型表示 Dアクティブマトリクス駆動方式の半透過反射型液晶袋 をノーをリーブラックモードで慇懃たきる。 び100における配圧制御により半透過反射型液晶装置 動手段の一例を構成するX及びYドライバ回路110及 と透過型表示とを切り換えて表示することのできるカラ も高コントラストで高品位の画像表示が行える。特に駆 り換えることにより、反射型表示時にも透過型表示時に る駆動配圧の設定を反射型表示時と透過型表示時とで切 【0092】以上説明したように、第4実施形態のTF

反射型の液晶装置を駆動する駆動装置に係る一の実施形 ドライバ回路110及びXドライバ回路110を含み 上述したTFDアクティブマトリクス駆動方式の半透過 【0093】 (第5実施形態) 次に、図13に示したY

の基礎となる第1GCP(グレースケールコントロール CP生成回路311及び第2GCP生成回路312と、 パルス) 信号及び第2GCP信号を夫々生成する第1G タイミングを制御するLCD駆動信号を生成するLCD 11及び312における第1及び第2GCP信号の生成 ング信号等が入力され、第1及び第2GCP生成回路3 直同期信号、水平同期信号等の各種の制御信号、タイミ データコントロール回路313と、Xクロック信号、垂 RGBの階類データが入力されると所定フォーマットの じたパルス幅のデータ信号を生成する際のパルス幅変調 のように X ドライズ回路 1 1 0 における 路間 アスラに持 データ信号に変換してXドライバ回路110に出力する

刻みに対応して配列された複数のパルスからなる第1G 型表示用のバルス幅の設定の基準となる、階間レベルの 【0096】第1GCP生成回路311は、上述の反射

刻みに対応して配列された複数のパルスからなる第2G 型表示用のパルス幅の設定の基準となる、階間レベルの

【0098】図16に示すように、第1及び第2GCP

億における構成及び動作について図15から図19を参

印加信号パルスのオン幅の変化を示す特性図である。 び第2GCP信号の液形図であり、図17は、 を示すプロック図であり、図16は、第1GCP信号及 形及び時間的関係を示すタイミングチャートである。図 ク図であり、図18は、駆動装置における各種信号の決 **べ回路における一本のデータ様を緊鬱する語分のプロッ** 照して説明する。尚、図15は、駆動装置の具体的構成 19は、各階調フベラに対する1H期間中の一個採への ×ドライ

に切り換える第2制御手段の一例を構成するドライバコ の非点灯に応じて反射型表示用の設定に切り換え、且つ 灯制御回路330とを更に備える。 ランプ212bの点灯及び非点灯(消灯)を制御する点 の制御電圧を供給する制御電力供給回路320と、光源 ントロール回路310と、Y ドライバ回路100及びX 光源ランプ212aの点灯に応じて透過型表示用の設定 加電圧の実効値の各大きさの設定を光源ランプ212a 設定を切り換えることにより、各階調レベルに対する印 おける各階間フスプに対するデータ信号の各ペラス幅の 夫々一例たるYドライバ回路110及びXドライバ回路 晶装置の本体部分)に供給する第1及び第2供給手段の 実効値を有する印加電圧を液晶素子(駆動回路を除く液 ータ(安示データ)の示す路間レベルに応じた大きさの ドライバ回路110に所定の高電位、低電位、基準電位 110を備える。駆動装置は、Xドライバ回路110に 【0094】図15に赤すように、駆動装置は、階調デ

駆動信号生成回路314とを備えて構成される。 【0095】ドライバコントロール回路310は、後辺

CP信号を生成する。

CP信号を生成する。 【0097】第2GCP生成回路312は、上述の透過

信号は、相互に異なるパルス配列を有しており、第1G

2

称駐2000-56294

対応するように夫々配列されている。 木のバテスからなり、バテス間隔が路間アベラの似みに ータ信号のパルス幅に対応するパルスまで、合計N-2 るパテスから階間フベラ(N-1)を表示するためのデ 信号は、N階調の階調データの場合に、夫々階調レベル データに対するパルス幅が異なる。第1及び第2GC! 路110から供給されるデータ信号とでは、同一の階間 るデータ信号と頻2GCP信号に基づいてXドライバ回 CP信号に基づいてXドライバ回路110から供給され (1)を表示するためのデータ信号のパルス幅に対応す

N-2個のパルスの列からなる図16に示したような第 ス幅の変化幅に対応して間隔が異なる1 選択期間当たり 1及び第2GCP信号を生成するように構成されてい その演算出力として、各階間フベラの刻みに応じたパラ の比較回路の比較結果の論理和を演算することにより、 定された複数通りの配圧値と比較する。そして、これら 幅の変化幅に基いて反射型表示用又は透過型表示用に設 号の亀圧値を、手め各路間フペラの刻みに対するパラス 成されており、これらの比較回路により、LCD駆動信 これらの比較結果の論理和を演算する論理和回路から構 11及び312は失々、例えば、複数個の比較回路及ひ 【0099】このような第1及び第2GCP生成回路?

設定とに切り換えることができる。 実に且つ遅延無く反射型表示用の設定と透過型表示用の ランプ212aの非点灯(消灯)及び点灯に応じて、確 ルス信号スイッチ315が切り換られる。 従って、光顔 る。すると、この点灯及び非点灯の側御に同期して、パ **その検出結果に基乙へ自動スイッチ操作により行われ** はねマニュアバスイッチ操作や、外光強度を検出した 330による点灯及び非点灯制御は、例えば、使用者に ス信号スイッチ315を切り換える。尚、点灯制御回路 御に同期して、第2GCP佰号を供給するように、パル 御回路330による点灯スイッチ331を用いた点灯制 に同期して、第1GCP信号を供給すると共に、点灯根 による点灯スイッチ331を用いた非点灯(消灯) 制御 て、パルス信号スイッチ315は、点灯彫御回路330 給するパルス信号スイッチ315を更に備える。そし のうちのいずれかを選択的に X ドライバ回路 1 1 0 に供 一ル回路310は、このような第1及び第2GCP信号 【0100】再び、図15において、ドライバコントロ

る検出器からの検出信号に基んいた作うように構成した 光顔ランプ212aが点灯又は消灯されたことを検出す 御信号Smodeに基づいて行うように構成してもよいが、 御回路330から点灯スイッチ331に送られる点灯割 における切り換え動作は、図15に示したように点灯制 【0101】尚、このようなパルス信号スイッチ315

は、Xドライバ回路110がデータ信号生成のために用 【0102】図15において、制御電力供給回路320

S

X)、基準配位の電圧(VCX)などの制御電圧を供給 するX側電力供給回路321と、Yドライバ回路100 Y)、低電位の電圧(VLY)、基準電位の電圧(VC Y)などの制御電圧を供給するY側電力供給回路322 が走査信号生成のために用いる高電位の配圧(VH いる高電位の電圧 (VHX)、低電位の電圧 (VL とを備えて構成される。

0の一本のデータ様にデータ信号を供給するX ドライバ 回路部分110aには、ドライベコントロール回路31 【0103】図17に示すように、Xドライバ回路11 3)のうちの一つのレベルを示す6ピット毎の所定数ピ ットからなるデジタル信号の形式の表示データが各国祭 について夫々入力される。また、投示データの水平同期 力される。また、データ信号生成用の電源として制御電 信号HSYNCと、Xドライバ回路110用の基準クロック XCKと、1 遊択期間毎に発せられるパルス信号である R E S 信号と、1 選択期間の開始時点及び終了時点で夫 *電圧レベルが反転する2値信号であるFR信号とが入 力供給回路330(図15参照)から電圧VHX、VC X及びVLXが供給される。更に、本実施の形態では特 0のデータコントロール回路313 (図15参照)か の、皮えば64通りの路霞フベナ(路盥フベナ0~6

路406及びLCDドライバ408を備えて構成されて [0104] 図17において、Xドライバ回路部分11 0 a は、シフトレジスタ401、ラッチ回路402、グ レースケールコントロール回路403、GCPデコーダ 回路404、FRデコーグ回路405、レベルシフタ回

持されたところで改めて、このラッチ回路402にラッ 401に順次保持して行く。ラッチ回路402は、複数 行うことにより、1 水平ライン分の数示データが全て保 [0105] Xドライバ回路部分110aは、表示デー タが入力されると、所定数のピット毎にシフトレジスタ のデータ線と一対一対応に対応したラッチ部を有してお り、投示データのシフトレジスタ401への転送を順次 チされることになる。

[0106] ここで、GCPデコーダ404は、1選択 期間当たり所定個数のパルスの列からなるGCP信号に 従って、グレースケールコントロール回路403による 制御を受けて、ラッチ回路402内の所定数ピットの各 表示データ (デジタル値) が示す路間レベルに対応した パルス幅を持つ信号を生成する。

具体的には、ラッチされた表示データ(デジタル値)の [0107] FRデコーダ405は、遊択期間毎に電圧 レベルが変わる2値信号であるFR信号を用いて、GC Pデコーダ回路404の信号出力の電圧極性を選択期間 毎に反転させた彼形を持つデータ信号を出力する。より

ン幅の差を制御するため、図16或いは図18の上から 2段目に示したように、階調レベルの差に応じたデータ

信号のオン幅の遊に対応して間隔が異なるように、

20

-13-

MSBに応じて、各強択期間について、LCDドライバ 408を構成する各トランジスタのオン/オフ信号を生 **成する。このように選択期間(1 H期間)毎にオンに対 応するデータ信号の電圧レベルを反転させるのは、被晶** を交流駆動するためであり、走査信号のオン/オフ電圧 も、1日期間毎に反転される。 [0108] このように生成されたLCDドライバ40 8内の各トランジスタのオン/オフ信号は、レベルシフ にシフトされている。そして、韓田ワベルがシフトされ たオン/オフ信号が各ゲートに入力されると、LCDド ライバ回路408の各トランジスタは夫々、オンノオフ ク回路406により、各デーク線に対応した電圧レベル され、各パルスの電圧値が、各ソース又はドレインに接 脱された複数の電圧VHX、VCX及びVLXの組み合 わせにより規定される電圧値とされる。

[0109] 以上のように権成されたXドライバ回路部 分110a を複数含んでなる X ドライバ回路110 (図 15参照)により、1水平ライン分のデジタル信号が全 て保持され、複数のデータ線14に同時に供給されるこ

【0110】以上の動作を図18のタイミングチャート を参照して更に説明する。

に、ドライバコントロール回路310のパルス信号スイ

ッチ315からGCP信号 (第1又は第2GCP信号)

0 には、各選択期間毎にRES信号が入力され、これと 4 階間の場合)のパルスの列からなるGCP信号が入力 て、FRデコーダ405により、遊択期間毎にデータ信 **导のオン電圧又はオフ電圧の極性が反転され、更に、所** 並行して、1 強択期間に例えば62個(=Nー2個:6 (デジタル信号) がフィールド単位で入力される。する [0111] 図18に示すように、Xドライベ回路11 り、その2番目や5番目のパルスのタイミングやデータ され、更に、倒えば、特定の画茶にしいて階間アベル と、GCP信号に基いて、GCPデコーダ404によ 信号のレベルはオンとされる。そしてFR信号に基い 2、階調レベル5及び階調レベル0を示す投示データ 定の波高値をとるデータ信号が、出力される。

30

とは、一般にリニアな関係とはならない。例えば64階 関の場合、1 H期間中のオンを取る幅を変化させた場合 [0112] この際、データ信号が1避択期間(1H期 聞)中の2値を取る時間的な割合と液晶パネルの透過率 63(例えば白)と当該オン幅とは、液晶の特性及び液 晶パネルの特性等により図19のグラフに示すような関 **問む、略觀フえゲの倒なの路闘フネゲ63個へ近柱へ臨** は、このような関係に基づいて、入力データの示す階圏 に、オン幅の変化率は複少して行くので、より値かなオ レベルに応じてデータ信号のオン幅を変化させている。 係を持つ。このため、本実施の形態における路調表示 に得られる各階調レベル0(例えば黒)、1、

閲数―2" 個(例えば、64階職の場合には62個)の CP 佰号中の2番目のパルスから当該1H期間の終了ま 図19のような関係の下では、第1及び第2 GCP生成回路311及び312では、路間レベルが上 がるに従って関隔が徐々に狭くなる62個のパルスの列 [0113] このような性質を持つGCP信号 (第1又 は第26CP信号) に基づいて、例えば、図18におい ル) とされる。女に、踏爛レベル5に対して、対応する。 た、路段レベル2に対して、対応する1H規間のうちG 1 H期間のうちGCP信号中の5番目のパルスから当該 ば、低電圧レベル)とされる。また、次に路間レベル0 1 H期間の終了までの期間だけデータ信号はオン(例え に対して、対応する1H期間の最後までデータ信号はオ からなる第1及び第2GCP信号を夫々生成している。 パルスの列からなるGCP信号を生成しているのであ での期間だけデータ信号はオン(例えば、高鶴圧レベ フ(倒えば、南亀田レベル)とされる。

一つのデータ線と、走査線 (N行目) との間に接続され 夕信号)が、対応するデータ信号のオン幅に対応した期 間だけTFD駆動素子のしきい値を越えて当酸TFD駆 **一つの画茶館極(即ち、図示の表示データが供給される** た画業電極) に印加される印加信号 (=走査信号ーデー 動案子をオン状態(低抵抗状態)とする。この結果、デ データ線又は走査線に挟持された液晶層部分に加えられ 一夕信号のオン幅に対応した実効電圧が当該画案電極と [0114] そして、図18の最下段に示したように、

[0115] このように、データ信号のオン幅が液晶パ ネルの各画類における透過率を決定し、液晶パネル全体 【0116】以上の結果、本実施の形態の駆動装置によ り、光顔ランプ212a非点灯時には、反射型表示を行 うことができ、光顔ランプ2128点灯時には、透過型 として数示データに対応する表示が行われるのである。 **要示を行うことができる。**

[0117] ここむ本段施の形態では特に、ドライベコ ントロール回路 3 1 0 のパルス値号スイッチ 3 1 5 (図 15参照) により、Xドライバ回路110における各階 5. 光源ランプ212aの非点灯に応じて反射型表示用 の散定に切り換えられるか、又は光顔ランプ212aの 関レベルに対する印加電圧の実効値の各大きさの設定 **点灯に応じて透過型表示用の散定に切り換えられる。**

同時に、図7に示した駆動電圧に対する反射率Rの る反射率との関係を、図7に示した駆動電圧に対する透 **昌率Tの特性に適合した関係、即ち、強過率Tの特性曲** 踊レベルに対するデータ信号の各パルス幅の設定 (具体 的には、図16に示した第1GCP債号における各階調 [0118]従って、階間レベルと反射型要示時におけ 線のスローブを最大限に利用する関係とするように各階 レベルの刻みに対する各パルスの間隔の設定)を行え 透過型表示時のコントラストを効率的に高められ

特限2000-56294

ープを最大限に利用する関係とするように各階調レベル 図16に示した第16CP信号における各階関レベルの 特性に适合した関係、即ち、反射率Rの特性曲線のスロ **別みに対する各パルスの間隔の散定)を行えば、反射型** に対するデータ信号の各パルス幅の設定(具体的には、 表示時のコントラストを効率的に高められる。

【0139】以上説明したように、第5実施形態の液晶 装置によれば、視差による二重映りや数示のにじみなど が発生せず、反射型表示時にも透過型装示時にも高コン [0120]また本実施の形態では、パルス信号スイッ トラストで高品位の画像表示が可能となる。

チ315による比較的簡単な切り換え動作により、反射 型表示モードと透過型表示モードとの切り換えを迅速且 [0121] (第6実施形態) 於に、図13に示したY O確実に行うことができるので実用上便利である。

上述したTFDアクティブマトリクス駆動方式の半透過 反射型の液晶装置を駆動する駆動装置に係る他の実施形 態における構成及び動作について図20から図21を参 照して説明する。尚、図20は、駆動装置の具体的構成 を示すプロック図であり、図21は、2種類の走査信号 の波形を示す概念図であり、図21は、走査信号の故高 図20において、図15に示した第5実施形態の場 合と同じ構成要素については同じ参照符号を付し、その ドライバ回路110及びXドライバ回路110を含み、 値(DC電圧)に対する強適率(T)の特性図である。 説明は省略する。 20

[0122] 図20に示すように、駆動装置は、第5実 施形態における第1及び第2GCP生成回路311及び おける制御電力供給回路320に代えて、第1及び第2 Y側電力供給回路323及び324と、第1及び第2Y 圆電力供給回路323及び324からの制御配圧をソド 312並びにパルス個号スイッチ315に代えて、単一 ル回路310)を備える。駆動装置は、第5束拡形態に ライバ回路 1 0 0 に強択的に供給する制御電圧ヌイッチ の制御鶴圧スイッチ325は、点灯制御回路330から 共給される点灯制御信号 Smodeに基づいて切換動作を行 う。その他の構成については、図15に示した第5虫施 のGCP生成回路311.を備えたドライバコントロー 325とを含む制御電力供給回路320′を備える。 形態の場合と同様である。

股定の基準となる高電位の電圧 (VHY1)、 低電位の 圧 (VHY2)、低電位の低圧 (VLY2)、 基準電位 は、第2制御手段の一例を構成しており、第1Y側電力 **供給回路323は、反射型扱示用の走査信号の波高値の** 電圧(VLY1)、基準電位の電圧(VCY1)を一組 の第1制御電圧として供給する。他方、第2Y側電力供 **袷回路324は、第2制御電圧の一例として、透過型扱** 示用の赴査信号の改高値の設定の基準となる高電位の電 の電圧(VCY2)を一組の第2制御電圧として供給す 【0123】にこで体に、制御電力供給回路320.

20

応じて第2側御亀圧をYドライバ回路100に選択的に 供給するように構成されている。 100に選択的に供給し、光瀬ランプ212~の点灯に 12aの非点灯に応じて第1制御電圧をYドライバ回路 る。そした、慰御眞円スイッチ325は、光旗ランプ2

に第1又は第2制御電圧に対応する波高値を持つ走査信 路110により、路間アベルに応じたパルス幅を有する 号が走査線に供給される。 データ信号が、データ楔に供給される。これと並行し 【0124】従って、第6製施形顔では、Xドライバ回 Yドライバ回路100により、所定幅を有すると共

走在信号の一例の被形図である。 【0125】図21は、このように生成された2種類の

反射型表示時の走査信号により駆動した場合の方が、印 の故画値が、前者の故画値よりも、 4 Vだけ高い。 従っ 兜るくなる, 加電圧の電圧値がΔVだけ小さいため、表示の明るさは ΔΥだけ大きいため、接示の明るさは暗くなる。即ち **査信号により駆動した場合の方が、印加電圧の電圧値が** 示用に設定された走査信号(図中、右側)とでは、後者 左側)と、第2側御亀圧に基づいて生成される透過型表 生成される反射型表示用に設定された走査信号(図中 【0126】図21において、第1重貨亀圧に堪んいて ノーマリーホワイトモードでは、透過型表示時の走

型表示時のコントラストを効率的に高められる。 に対する第1の制御館田の設定(具体的には、電田VH Y1、VLY1、VCH1の値の設定)を行えば、反射 ープを最大限に利用する関係とするように各階間レベル 特性に適合した関係、即ち、反射率Rの特性曲線のスロ る。同時に、図7に示した駆動矯圧に対する反射率Rの ば、透過型表示時のコントラストを効率的に高められ 配圧VHY2、VLY2、VCH2の値の設定)を行え 調レベルに対する第2の制御配圧の設定(具体的には、 線のスロープを最大限に利用する関係とするように各階 る反射率との関係を、図7に示した駆動亀圧に対する透 過率Tの特性に適合した関係、即ち、透過率Tの特性曲 【0127】従って、階間フベルと反射型表示時におけ

Y 2)が必要であるが、図21に示したように液癌値を VLY1 (VLY2) と基準配位の電圧VCY1 (VC は、高電位の電圧VHY1(VHY2)と低電位の電圧 毎に印加鶴圧を反転させる駆動方式を採用する場合に シュハワーション降により状められる。また、過択期間 値については、液晶装置について予め実験的、理論的、 な第1及び第2例御電圧を構成する電圧VHY1、VI が発生せず、反射型表示時にも透過型表示時にも高コン 装置によれば、視差による二重映りや表示のにじみなど 切り換えられる限りにおいて、第1の側海亀田と第2の YI, VCYI, VHY2, VLY2KUVCY2の各 トラストで高品位の画像表示が可能となる。尚、具体的 【0128】以上説明したように、第6冥施形態の液晶

> **る陶田は3つではなく、2つ又は1つでもよい。また、 ご配位としてもよい。即ち、実際にスイッチで切り換え** 制御属圧との聞き、30の億圧のうち一つ又は二つは同 夫々、一対の亀圧からなってもよい。 上述の反転駆動をしなければ、第1及び第2制御電圧は

確実に行うことができるので実用上便利である。 **表示モードと透過型表示モードとの切り換えを迅速且つ** 325による比較的簡単な切り換え動作により、反射型

な階間制御を行うことも可能である。 公報等に開示された充放館駆動治に基心いた、このよう が、本発明によれば、例えば特開平2-125225号 応させて変調することにより階鶴制御を行うようにした 幅及び被高値により規定される電気量を階調レベルに対 "4値駆動法"に基づいて、データ信号をなすパルスの

異ならしめてある。 能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を 尚、図24においては、各層や各部材を図面上で認識可 図であり、図24は、図23のC-C,断面図である。 が形成された透明基板の相隣接する複数の画案群の平面 回路であり、図23は、データ線、走査線、画祭電極等 形成された複数の画素における各種素子、配線等の等価 は、液晶装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に ティブマトリクス液晶装置の実施形態である。図22 第7実施形態は、本発明が好適に適用されるTFTアク 第7実施形態を図22から図24を参照して説明する。

50 間保持される。ここで、保持された画像信号がリークす 定のタイミングで、走査線131にパルス的に走査信号 のゲートに走査線131が電気的に接続されており、所 る)に形成された対向電極(後述する)との間で一定期 画像信号S1、S2、…、Snは、対向基板(後述す 画素電極62を介して液晶に番き込まれた所定レベルの S1、S2、…、Snを所定のタイミングで番き込む。 ることにより、データ線135から供給される画像信号 であるTFT130を一定期間だけそのスイッチを閉じ G1、G2、…、Gmを、この順に線順次で印加するよ プ毎に供給するようにしても良い。また、TFT130 柏隣接する複数のデータ線135同士に対して、グルー …、Snは、この順に線順次に供給しても構わないし、 いる。データ線135に審き込む画像信号S1、S2. **線135がTFT130のソースに電気的に接続されて** 状に複数形成されており、画像信号が供給されるデータ **寮間値62を制御するためのTFT130がマトリクス** マトリクス状に配置された第2億極の他の一例である画 クティブマトリクス方式の半透過反射型液晶装置では ドレインに電気的に接続されており、スイッチング素子 うに構成されている。画案電極62は、TFT130の 【0132】図22において、第7実施形態のTFTF

【0130】以上の第5及び第6実施形態では、所謂 【0129】本実施の形顔では粋に、慰御亀圧スイッチ

【0131】 (第7実施形態) 本発明に係る液晶装置の

の透明基板2上には、マトリクス状に反射膜からなる画 紫電極62(その輪朝62aが図中点線で示されてい 成される液晶容量と並列に蓄積容量170を付加する。 るのを防ぐために、画衆臨極62と対向臨極との間に形 【0133】図23において、TFTアレイ堪板として

には共々、チャネル領域81a~に走査線131がゲー おり、蕃頽容量170を構成する。また、半導体層81 ト館極として対向配置されたTFT130が設けられて うに、走査線131とデータ線135との交差する個所 81a'に対向するように走査線131が配置されてお ン領域から延設された第1蓄積容量電極に対向配置して 極62は、コンタクトホール88を介して半導体圏81 2が設けられている。データ線135は、コンタクトホ 々沿ってデータ線135、走査線131及U容量線13 る)が設けられており、画素電極62の縦横の境界に各 り、走査線131はゲート電極として機能する。このよ a のうち図中右上がりの斜線領域で示したチャネル領域 132は、絶縁膜を介して半導体層1gのうちのドレイ a のうちドレイン領域に配気的接続されている。容量線 1 a のうちソース領域に電気的接続されている。画素電 ール85を介したボリツリョン厩俸からなる半導体層8

性を有する基板等からなる。 板2と、これに対向配置される透明基板(対向基板)1 えば石英、ガラス、プラスチックなどの絶縁性及び透明 とを備えている。これらの透明基板1及び2は失々、例 {0134}図24に示すように、液晶装置は、 透明基

いは、画案毎に対向基板上の透明電極よりも小さく形成 てもよいし、反射層と透明電極層との積層体から構成さ る。また、画索電極62は、単一の反射膜から構成され されてその間隙を介して光が透過可能に構成されてい 微細な関口等の光が透過する領域が設けられているか数 述した各実施形態のように長方形や正方形のスリット 【0135】本実施形態では特に、画素電極62は、上

設けられており、その上に例えばポリイミド薄膜などの された配向膜19が設けられている。 有機膵膜からなりラビング処理等の所定の配向処理が施 晶に面する側(図中上側表面)には、透明絶縁膜29が 【0136】更に、画案電極62、TFT130等の被

明亀極の他の一例としての対向艦極121が設けられて 透明基板1には、その用途に応じて、ストライプ状、モ 配向処理が施された配向膜9が設けられている。更に、 れている。対向鶴極121の下側には、例えばポリイミ おり、各画栞の非開口領域に、ブラックマスク或いはブ ザイク状、トライアングル状等に配列された色材膜から ラックマトリクスと称される第2遮光膜122が設けら ド苺環などの有機罅膜からなりラアング処理体の所定の 【0137】他方、透明基板1には、そのほぼ全面に透

(6)

特照2000-56294

【0139】このように構成され、画茶電極62と対向 スイッチング用TFT130が設けられている。 る位置に、各画素電極62をスイッチング制御する画素 【0138】透明基板2には、各國素電極62に隣接す

が形成される。 ール材により囲まれた空間に液晶が封入され、液晶層 3 板1及び2との間には、第1実施形態の場合と同様にシ 電極121とが対面するように配置された一対の透明基

ン既辞さのなめ。 どの高絶縁性ガラス又は、酸化シリコン膜、強化シリコ ガラス)、BPSG(ボロンリンシリケートガラス)な ば、NSG(ノンドープトシリケートガラス)、PSG 下地膜として機能する。第1層開絶線膜112は、例え ることにより、画紫スイッチング用TFT30のための 第1層間絶録膜112は、透明基板2の全面に形成され 0の下には、第1層間絶縁膜112が設けられている (リンシリケートガラス)、BSG(ボロンシリケート 【0140】更に、複数の画素スイッチング用TFT:

35に接続されたソース領域、走査線131にゲート絶 T130は、コンタクトホール85を介してデータ線1 元ツジョン概律がのなる。 PSGなどの高絶縁在ガラス又は、酸化シリロン原、 問絶錄膜112と同様に、NSG、PSG、BSG、B **び第3層間絶録膜114及び117についても、第1層** 第3層間絶縁膜117が形成されている。これら第2及 更に、その上には、コンタクトホール88が開孔された が開孔された第2層間絶縁膜114が形成されており る。また、その上には、コンタクトホール85及び88 **金原などの選光性且し導電性の薄膜から構成されてい** 1は、A1毎の病苑抗な金属駅や金属ショキムド埠の合 **ポデフイン密模を含めら森長されたごめ。アータ様13** コンタクトホール88を介して國業協極62に接続され **設膜を介して対向配置されたチャネル領域81g)及び** 【0141】図24において、回菜メイッチング用TF

構造の他、デュアルゲート或いはトリプルゲート以上で TFT130を構成してもよい。 の構造のTFTであってもよい。 更に、シングルゲート D構造、オフセット構造、セルフアライン構造等いずれ 【0142】 國繋 スイッチング用TFT130は、LD

なくとも一方の爲圧散度を緊動回路において照明装置の 像信号及び走査線131に供給される走査信号のうち少 異なるように、これらの対向電極121及び画案電極6 が、この際、照明装置の点灯時と非点灯時とでは、対向 れ、Yドライバ回路によりデータ模135が顕動される 装置は、Xドライバ回路により走査線131が駆動さ 2が駆動される。即ち、データ線135に供給される画 晶層3に印加される液晶駆動電圧が同一画像に対して相 啞極121及び画楽電極62(図24参照)を介して液 Tアクティブマトリクス駆動方式の半透過反射型の液晶 【0143】以上の如く構成された第7実施形態のTF

16-

38

特盟2000-56294

[図15] 本発明の液晶装置に係る第5実施形態におけ [図1:3] 第5実施形態において生成される第1及び第

す部分被断斜視図である。

る液晶パネルのプロック図である。

反射電極によってバックライトの光が多く遮られること が多いため、表示の明るさを確保する上でむしろ好都合 **点灯と非点灯に応じて切り換えることにより、反射型表** 示時に当該反射型表示における駆動電圧に対する反射率

た第1から第7実施形態に示した液晶装置を様々な環境 [0149] (第8異施形態) 本発明の第8実施形態を 図26を参照して説明する。第8実施形態は、以上説明 した第1から第7実施形態のいずれか一つを備えた電子 機器の実施形態である。即ち、第8英施形態は、上述し 好適に用いた各種電子機器に係わる。 図26に本発明の 下で低消費電力が必要とされる携帯機器の表示部として

電子機器の例を3つ示す。

「アクティブマトリクス駆動方式の半透過反射型液晶装

ノマ補正を同時に行うようにすることも可能である。

置によれば、画業電極62と対向電極121との間で、

各面素電極62における液晶部分に電界を順次印加する ことにより各液晶部分の配向状態を制御可能となり、明 所では外光を画素電極62が反射することにより反射型 表示が行われ、暗所ではパックライトからの光顔光を画 業電板62の開口部が透過することにより透過型扱示が 行われる。この結果、二重映りや要示のにじみのない反 射型表示と透過型数示とを切り換えて表示することので 型表示時にも高コントラストで商品位の画像表示が行え

5.反射率特性に適合した駆動電圧により液晶層3を駆動 **けることが可能となる。この場合更に、反射型投示時と** 透過型表示時とのコントラストを高めるだけでなく、ガ 【0144】以上説明したように、第7実施形骸のTF

透過型表示時に当該透過型表示における駆動包圧に対す

や性に適合した駆動気圧により液晶層3を駆動しつり、

は、屋内屋外を問わずあらゆる環境で利用される。特に 暗い。従って携帯電話に利用される表示装置は、消費電 ましい。上記した第1実施形態乃至第7実施形態に記載 の液晶装置を携帯電話の表示部72として用いれば、反 [0150] 図26 (a) は、携帯虹話を示し、本体で 自動車内で利用されることが多いが、夜間の車内は大変 力が低い反射型表示をメインに、必要に応じて補助光を 利用した透過型要示ができる半透過反射型液晶装置が望 射型表示でも透過型表示でも従来より明るく、コントラ 1の前面上方部に表示部72が設けられる。携帯電話 スト比が高い形態電話が得られる。

20

きるカラー被晶装置が実現でき、反射型表示時にも透過

[0145]特に、TFT130を介して各回器電極6 2に魅力を供給するため、画素観極62間におけるクロ ストークを低減でき、より高品位の画像表示が可能とな [0146] 尚、透明基板1上に対向電極を設けること なく、透明基板2上の画案電極62間における基板に平 【0147】 ここで、以上説明した第1から第7 実施形 **参照して説明する。図25は、カラーフィルタ5の各者** は、反射型表示を行う場合、入射光が一旦カラーフィル

[0151] 図26 (b) は、ウォッチを示し、本体の 中央73に表示部74が散けられる。ウォッチ用途にお ける重要な観点は、高級感である。本発明の第1実施形 態乃至第14実施形態に記載の液晶をウォッチの接示部 7 4として用いれば、明るくコントラストが高いことは もちろん、光の波長による特性変化が少ないために色く きも小さい。従って、従来のウォッチと比較して、大変 に高級感あるカラー技示が得られる。

30

態に用いるカラーフィルタ5の着色層について図25を

行な徴電界で駆動してもよい。

色層の透過率を示す特性図である。各実施形態において タ 5 のいずれかの着色層を透過した後、液晶層 3 を通過 して反射蟷艦1等によって反射され、再び着色層を透過 してから放出される。したがって、通常の強適型の液晶

[0152] 図26 (c) は、携帯情報機器を示し、本 体15の上側に表示部16、下側に入力部11が設けら れる。また表示部76の前面にはタッチ・キーを設ける め、要示が見づらい。 従って、従来は携帯型と雪えども 透過型液晶装置を表示前として利用することが多い。と ころが透過型液晶装置は、常時パックライトを利用する ため消費電力が大きく、電池券命が短かい。 このような 場合にも上記した第1実施形態乃至第7実施形態の液晶 装置を携帯情報機器の数示部16として用いれば、反射 型でも半透過反射型でも、透過型でも表示が明るく鮮や ことが多い。通常のクッチ・キーは投面反射が多いた かな携帯情報機器を得ることができる。

装置とは異なり、カラーフィルタを二回通過することに

なるため、通常のカラーフィルタでは漫示が暗くなり、

コントラストが低下する。そこで、各実施形態では、図 25に示すように、カラーフィルタ5のR、G、Bの各 着色層の可視領域における最低透過率61が25~50 %になるように淡色化して形成している。着色層の淡色 化は、着色層の膜厚を薄くしたり、着色層に混合する顔 される。このことによって、反射型扱示を行う場合に表

【0153】本発明の液晶装置は、上述した各実施形態 に限られるものではなく、欝水の範囲及び明細審全体か ら読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適 宜変更可能であり、そのような変更を伴なう液晶装置も また本発明の技術的範囲に含まれるものである。

[図1] 本発明に係る液晶装置の第1 実施形態の観路構 造を示す概略維斯面図 (図1(a))及び概略平面図 (図

20

ないため、安示の狡色化をもたらすが、各実施形態では

[0148] このカラーフィルタ5の淡色化は、透過型 表示を行う場合にはカラーフィルタ5を一回しか透過し

示の明るさを低下させないように構成することができ

科若しくは染料の濃度を低くしたりすることによってな

【図2】 類1 実施形態における閉口部の一具体例を示す (b)) である。 平面図である

[図3] 第1実施形態における閉口部の他の具体例を示 [図4] 第1実施形態における開口部の他の具体例を示 す平面図である。

【図17】第5実施形態に備えられた駆動装置に含まれ

2 G C P 信号の彼形図である。

[図13] 第5実施形態に備えられた駆動装置の動作を [図19] 第5実施形像における、路鶴ワベルに対する

示すタイミングチャートである。

01

るXドライバ回路の一部分のプロック図である。

[図5] 第1実施形態における関ロ部の他の具体例を示 1.平断図である。 **ナ平面図である**,

[図6] 第1実施形態における開口部の他の具体例を示 す平面図である。

1 H期間中のデータ信号駆動用のパルスのオン幅の変化

[図20] 本発明に係る第6実施形態における液晶パネ [図21] 第6実施形態において生成される2種類の走 [図22] 本発明に係る第7実施形態の液晶装置の画像 **表示領域を構成するマトリクス状に形成された複数の画** [図23] 第7 実施形態におけるデータ線、走査線、画 素電極等が形成された透明基板の相隣接する複数の画素

を示す特性図である。

ルと駆動装置とからなる液晶装置のブロック図である。

査信号の液形図である。

する反射型表示時の反射率Rの特性及び透過型表示時の 【図7】 第1 実施形態の液晶装置における駆動電圧に対

[図8] 本発明に係る液晶装置の第2実施形態の概略構 透過率Tの特性を示す特性図である。 造を示す概略縦断面図である。

[図10] 本発明に係る液晶装置の第3実施形態におけ **扩戦略縦平面図である。**

【図9】第2実施形態における画業電極の概略構造を示

衆における各種素子、配線等の等価回路である。

20

【図11】本発明の液晶装置に係る第4実施形態のTF る液晶装配のプロック図である

D駆動業子を画素電極等と共に模式的に示す平面図であ [図13] 第4実施形像における液晶素子を駆動回路と [図12] 図11のB-B、斯面図である。

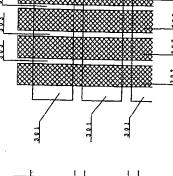
[図14] 第4実施形態における液晶業子を模式的に示 共に示した等価回路図である。

[図25] 第1から第1実施形態におけるカラーフィル [図26] 本発明に係る第8実施形態の各種の電子機器 タの着色層毎の光透過率を示すグラフである。 の概略斜視図である。

[図2:4] 図23のCーC、断面図である。

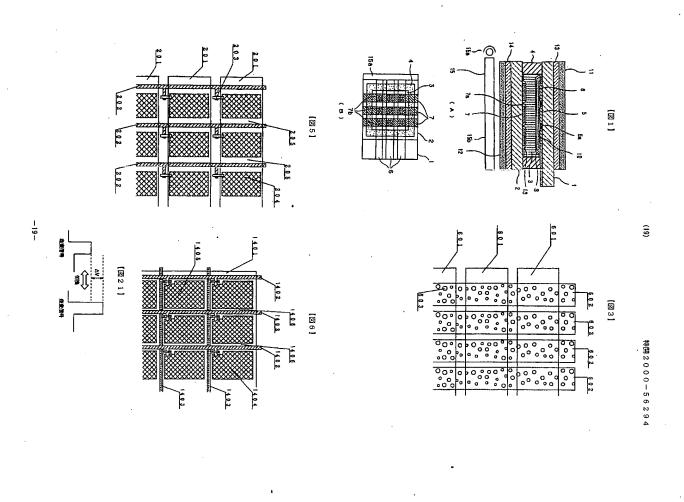
群の平距図である。

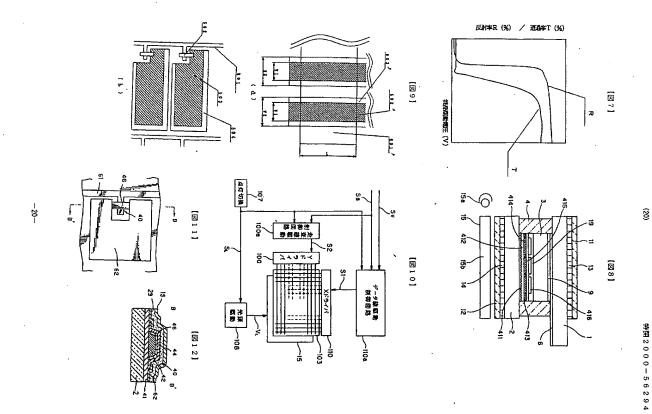
[<u>8</u>4]



-18-

[82]





GCP信号

制御電力供給回路

311

Smode

からんに 日本 日本

8-

Xドライバ回路

VHY, VCY, VLY

Y回載力供給回路

VHX, VCX, VLX

液晶珠子

100

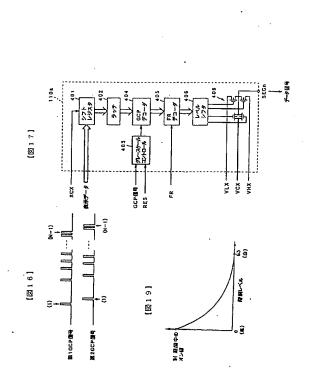
330

331

点灯电影回路

等光板

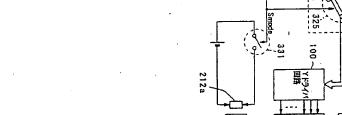
212a



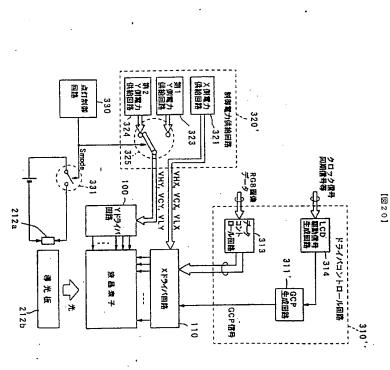
[図24]

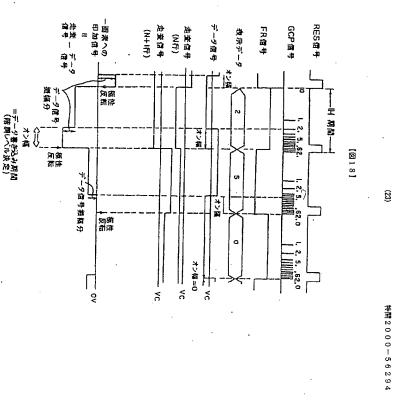
-17-

-22-



[図23]

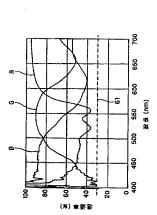


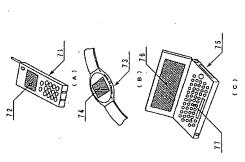


特開2000-56294

(24)

[图25]





ノロントページの統治

(72)発明者 13 ▲球▼ロ 長野県館砂市大和3丁目3番5号 セイコーエブンン株式会社内

(72)発明者 奥村 治 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブンン株式会社内

-52-

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The 1st and 2nd substrates of a transparent pair, and the liquid crystal layer pinched between these 1st and 2nd substrates, The 1st transparent electrode formed in the field by the side of said liquid crystal layer of said 1st substrate, and the 2nd electrode which consists of a transflective reflection layer formed in the field by the side of said liquid crystal layer of said 2nd substrate, Said liquid crystal layer of said 2nd substrate, and the lighting system arranged in the opposite side, Liquid crystal equipment characterized by having the driving means which drives said 1st and 2nd electrodes so that the liquid crystal driver voltage impressed to said liquid crystal layer through said 1st and 2nd electrodes in the time of lighting of this lighting system and an astigmatism LGT may be different from each other to the same image.

[Claim 2] The 1st and 2nd substrates of a transparent pair, and the liquid crystal layer pinched between these 1st and 2nd substrates, The 1st transparent electrode formed in the field by the side of said liquid crystal layer of said 1st substrate, and the transflective reflection layer formed in the field by the side of said liquid crystal layer of said 2nd substrate, The 2nd transparent electrode formed between this transflective reflection layer and said liquid crystal layer, Said liquid crystal layer of said 2nd substrate, and the lighting system arranged in the opposite side, Liquid crystal equipment characterized by having the driving

means which drives said 1st and 2nd electrodes so that the liquid crystal driver voltage impressed to said liquid crystal layer through said 1st and 2nd electrodes in the time of lighting of this lighting system and an astigmatism LGT may be different from each other to the same image.

[Claim 3] Said transflective reflection layer is liquid crystal equipment according to claim 1 or 2 characterized by consisting of reflective film with which opening which can penetrate the light from said lighting system was prepared in each pixel.

[Claim 4] Said driving means is liquid-crystal equipment given in any 1 term of claims 1-3 characterized by to have the 1st control means which controls said 1st supply means to switch the electrical potential difference which a 1st supply means supply an electrical potential difference to said 1st electrode, and this 1st supply means supply to a setup for a reflective mold display according to said astigmatism LGT, and to switch to a setup for a transparency mold display according to said lighting.

[Claim 5] It is liquid crystal equipment according to claim 4 which is further equipped with the lighting means for switching which switches said lighting in said lighting system, and said astigmatism LGT, and is characterized by said 1st control means switching the electrical potential difference which said 1st supply means supplies to a setup for a reflective mold display, or a setup for a transparency mold display synchronizing with the switch actuation by this lighting means for switching.

[Claim 6] Said driving means is liquid-crystal equipment given in any 1 term of claims 1-5 characterized by to have the 2nd control means which controls said 2nd supply means to switch the electrical potential difference which a 2nd supply means supply an electrical potential difference to said 2nd electrode, and this 2nd supply means supply to a setup for a reflective mold display according to said astigmatism LGT, and to switch to a setup for a transparency mold display according to said lighting.

[Claim 7] Said 2nd supply means supplies the electrical potential difference

which has the actual value of the magnitude according to the gradation level which gradation data show to said 2nd electrode. Said 2nd control means Liquid crystal equipment according to claim 6 characterized by controlling said 2nd supply means to switch a setup of each magnitude of said actual value over each gradation level to a setup for a reflective mold display according to said astigmatism LGT, and to switch it to a setup for a transparency mold display according to said lighting.

[Claim 8] Liquid crystal equipment given in any 1 term of claims 1-7 characterized by having a color filter further between said transflective reflection layer and said 1st substrate.

[Claim 9] Liquid crystal equipment given in any 1 term of claims 1-8 characterized by said transflective reflection layer having irregularity.

[Claim 10] Electronic equipment characterized by equipping any 1 term of claims 1-9 with the liquid crystal equipment of a publication.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]
[0001]

[Field of the Invention] This invention belongs to the technical field of liquid crystal equipment, and belongs to the technical field of the liquid crystal equipment which can switch and display a reflective mold display and a transparency mold display especially, and the electronic equipment using this liquid crystal equipment.

[0002]

[Description of the Prior Art] Conventionally, since high-reflective-liquid-crystal equipment had small power consumption, it was used abundantly at the pocket device, the adjunctive display of equipment, etc., but since the check by looking of a display was enabled using outdoor daylight, there was a trouble that a display could not be read in a dark location. For this reason, although outdoor daylight is used like usual high-reflective-liquid-crystal equipment in a bright location, the liquid crystal equipment of the format which enabled the check by looking of a display according to the internal light source is proposed in the dark location. This is carrying out the configuration which carried out sequential arrangement of a polarizing plate, a transflective reflecting plate, and the back light to the external surface of a liquid crystal panel observation-side and the opposite side as indicated by JP,57-049271,A, JP,57-049271,A, JP,57-049271,A, etc. With this liquid crystal equipment, if a reflective mold display is performed using the light which took in outdoor daylight and was reflected with the transflective reflecting plate and a perimeter becomes dark in being bright in a perimeter, the transparency mold display which enabled the check by looking of a display by the light which the back light was turned [light] on and made the transflective reflecting plate penetrate will be performed.

[0003] There are some which were indicated as another liquid crystal equipment by JP,8-292413,A which raised the brightness of a reflective mold display. This liquid crystal equipment is carrying out the configuration which carried out sequential arrangement of a transflective reflecting plate, a polarizing plate, and the back light to the external surface of a liquid crystal panel observation-side and the opposite side. If a reflective mold display is performed using the light

which took in outdoor daylight and was reflected with the transflective reflecting plate and a perimeter becomes dark in being bright in a perimeter, the transparency mold display which enabled the check by looking of a display by the light which the back light was turned [light] on and made the polarizing plate and the transflective reflecting plate penetrate will be performed. Since there is no polarizing plate between a liquid crystal cell and a transflective reflecting plate when it is made such a configuration, a reflective mold display brighter than the liquid crystal equipment mentioned above is obtained.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, with the liquid crystal equipment indicated by above-mentioned JP,8-292413,A, since a transparence substrate intervenes between a liquid crystal layer and a transflective reflecting plate, there is a trouble that duplex projection, a blot of a display, etc. will occur. [0005] Furthermore, also in a device which colorization of a liquid crystal display is required with development of a pocket device in recent years and OA equipment, and uses high-reflective-liquid-crystal equipment, colorization is required in many cases. However, by the approach which combined the liquid crystal equipment indicated by the above-mentioned official report and a color filter, since the transflective reflecting plate is arranged behind a liquid crystal panel, the thick transparence substrate of a liquid crystal panel intervenes between a liquid crystal layer, a color filter, and a transflective reflecting plate, duplex projection, a blot of a display, etc. occur with parallax, and there is a trouble that sufficient coloring cannot be obtained.

[0006] In order to solve this problem, in JP,9-258219,A, the reflective mold electrochromatic display equipment which arranges a reflecting plate so that a liquid crystal layer may be touched is proposed. However, with this liquid crystal equipment, if a perimeter becomes dark, a display cannot be recognized. [0007] On the other hand, in JP,7-318929,A, the liquid crystal equipment of the transflective reflective mold which prepared the pixel electrode which serves as the transflective reflective film to the inside of a liquid crystal cell is proposed.

However, with this liquid crystal equipment, a liquid crystal drive is performed using the same driving gear (for example, so-called X driver circuit and so-called Y driver circuit) also at the time of the time of a reflective mold display, and a transparency mold display, and the driver voltage corresponding to the same image data is fixed also at the time of a reflective mold display or a transparency mold display. However, according to research of invention-in-this-application persons, generally it sets to the liquid crystal equipment of this kind of transflective reflective mold, and the property of a reflection factor over the liquid crystal driver voltage at the time of a reflective mold display and the property of permeability over the liquid crystal driver voltage at the time of a transparency mold display are not in agreement. Consequently, with liquid crystal equipments, such as JP,7-318929,A, if liquid crystal driver voltage to the gradation of image data is set up so that good contrast and display concentration may be obtained in a driving gear at the time of a reflective mold display, at the time of a transparency mold display, neither good contrast nor display concentration will be obtained. On the contrary, when liquid crystal driver voltage to the gradation of image data is set up so that good contrast and display concentration may be obtained in a driving gear at the time of a transparency mold display, at the time of a reflective mold display, good contrast and display concentration have shortly the trouble of not being obtained.

[0008] This invention is made in view of an above-mentioned trouble, and neither the duplex projection by parallax, nor a blot of a display, etc. do not occur in the liquid-crystal equipment which can switch a reflective mold display and a transparency mold display, but let it be a technical problem to offer the electronic equipment which used the liquid-crystal equipment and its liquid-crystal equipment of the transflective reflective mold in which image display high-definition by high contrast is possible also at the time of a transparency mold display also at the time of a reflective mold display.

[0009]

[Means for Solving the Problem] The 1st and 2nd substrates of a pair transparent

in order that the 1st liquid crystal equipment of this invention may solve the above-mentioned technical problem, The 1st transparent electrode formed in the field by the side of the liquid crystal layer pinched between these 1st and 2nd substrates, and said liquid crystal layer of said 1st substrate, The 2nd electrode which consists of a transflective reflection layer formed in the field by the side of said liquid crystal layer of said 2nd substrate, Said liquid crystal layer of said 2nd substrate, and the lighting system arranged in the opposite side, It is characterized by having the driving means which drives said 1st and 2nd electrodes so that the liquid crystal driver voltage impressed to said liquid crystal layer through said 1st and 2nd electrodes in the time of lighting of this lighting system and an astigmatism LGT may be different from each other to the same image.

[0010] According to the 1st liquid crystal equipment of this invention, at the time of a reflective mold display, a transflective reflection layer (the 2nd electrode) reflects in a liquid crystal layer side the outdoor daylight which carried out incidence from the 1st substrate side. Under the present circumstances, since the transflective reflection layer (the 2nd electrode) is arranged at the liquid crystal layer side of the 2nd substrate, the duplex projection of a display or the blot of a display which there is almost no gap between a liquid crystal layer and a transflective reflection layer (the 2nd electrode), therefore originate in parallax do not generate it. On the other hand, the light source light which it was emitted from the lighting system and carried out incidence from the 2nd substrate side at the time of a transparency mold display is penetrated to a liquid crystal layer side through a transflective reflection layer (the 2nd electrode). Therefore, in a dark place, a bright display is attained using light source light:

[0011] Especially, by the driving means, in the time of lighting of a lighting system, and an astigmatism LGT, the 1st and 2nd electrodes drive so that the liquid crystal driver voltage impressed to a liquid crystal layer through the 1st and 2nd electrodes may be different from each other to the same image. Namely, since the property of a reflection factor over the liquid crystal driver voltage at the time

of a reflective mold display and the property of permeability over the liquid crystal driver voltage at the time of a transparency mold display generally are not in agreement with the liquid crystal equipment of a transflective reflective mold, Driving liquid crystal by the driver voltage which suited the reflection factor property over the driver voltage in the reflective mold display concerned at the time of the reflective mold display which carried out the astigmatism LGT of the lighting system by closing liquid crystal driver voltage like this invention if it is difference It becomes possible to drive liquid crystal by the driver voltage which suited the permeability property over the driver voltage in the transparency mold display concerned at the time of the transparency mold display which turned on the lighting system. Especially the thing for which the level of the liquid crystal applied voltage for giving a halftone indication of a white display and a black display is changed by a reflective mold display and transparency mold display is very useful.

[0012] The 1st and 2nd substrates of a pair transparent in order that the 2nd liquid crystal equipment of this invention may solve the above-mentioned technical problem, The 1st transparent electrode formed in the field by the side of the liquid crystal layer pinched between these 1st and 2nd substrates, and said liquid crystal layer of said 1st substrate, The 2nd transparent electrode formed between the transflective reflection layer formed in the field by the side of said liquid crystal layer of said 2nd substrate, and this transflective reflection layer and said liquid crystal layer, Said liquid crystal layer of said 2nd substrate, and the lighting system arranged in the opposite side, It is characterized by having the driving means which drives said 1st and 2nd electrodes so that the liquid crystal driver voltage impressed to said liquid crystal layer through said 1st and 2nd electrodes in the time of lighting of this lighting system and an astigmatism LGT may be different from each other to the same image.

[0013] According to the 2nd liquid crystal equipment of this invention, at the time of a reflective mold display, a transflective reflection layer reflects in a liquid crystal layer side the outdoor daylight which carried out incidence from the 1st

substrate side. Under the present circumstances, since the transflective reflection layer is arranged at the liquid crystal layer side of the 2nd substrate, the duplex projection of a display or the blot of a display which there is almost no gap between a liquid crystal layer and a transflective reflection layer, therefore originate in parallax do not generate it. On the other hand, the light source light which it was emitted from the lighting system and carried out incidence from the 2nd substrate side at the time of a transparency mold display is penetrated to a liquid crystal layer side through a transflective reflection layer. Therefore, in a dark place, a bright display is attained using light source light. [0014] Especially, by the driving means, in the time of lighting of a lighting system, and an astigmatism LGT, the 1st and 2nd electrodes drive so that the liquid crystal driver voltage impressed to a liquid crystal layer through the 1st and 2nd electrodes may be different from each other to the same image. It becomes possible to drive liquid crystal by the driver voltage which suited the reflection factor property over the driver voltage in the transparency mold display concerned on the occasion of the transparency mold display which turned on the lighting system, driving liquid crystal by the driver voltage which suited the reflection factor property over the driver voltage in the reflective mold display concerned on the occasion of the reflective mold display which carried out the astigmatism LGT of the lighting system like the case of the 1st liquid-crystal equipment of this invention which this mentioned above. [0015] In addition, as a drive method of the 1st and 2 liquid-crystal equipment, various drive methods with well-known passive matrix drive method, TFT (Thin Film Diode) active-matrix drive method, TFD (Thin Film Diode) active-matrix drive method, segment drive method, etc. are employable. Moreover, since it will drive as a display mode so that liquid crystal equipment may be in a dark condition at the time of un-driving if the former is adopted although NOMA reeve rack mode or any in no MARI White mode is sufficient, at the time of a transparency mold display, the optical leakage between the pixels which liquid crystal does not drive,

or from between dots can be suppressed, and contrast can obtain a high

transparency mold display. Moreover, since the unnecessary reflected light can be stopped between pixels and from between dots to a display at the time of a reflective mold display, the display with high contrast can be obtained.

[0016] In the mode of 1 of the 1st of this invention, and the 2nd liquid crystal equipment, said transflective reflection layer consists of reflective film with which opening which can penetrate the light from said lighting system was prepared in each pixel, respectively.

[0017] Since the light from a lighting system can penetrate about each pixel through opening prepared in the transflective reflection layer according to this mode, the transparency mold display using a lighting system is attained. Moreover, by the reflective film part which separated from opening, since outdoor daylight is reflected through liquid crystal, the reflective mold display using outdoor daylight is attained. In addition, or it was regularly arranged on the front face of for example, the reflective film as such opening, the rectangular slit and rectangular detailed opening with which it was dotted irregularly, a hole defect, a reentrant defect, etc. are sufficient. Or you may constitute so that two or more reflective film may be formed the shape of a stripe, and in the shape of an island and light may penetrate by using as opening the gap of the reflective film which adjoins each other. Moreover, as an ingredient of the reflective film, if it is the metal which aluminum (aluminum) can make reflect the outdoor daylight of light fields, such as Cr (chromium) and Ag (silver), although the metal of a principal component is used, especially the ingredient will not be limited. For example, if the reflective film is constituted including 95% of the weight or more of aluminum so that thickness may be 10nm or more 40nm or less, permeability is 40% or less more than per %, and the reflector of the transflective reflective mold whose reflection factor is 95% or less 50% or more can be produced.

[0018] On the other hand, as for the path of opening, it is desirable that it is [0.01 micrometer or more] 20 micrometers or less. By doing in this way, it is difficult for human being to recognize, and a reflective mold display and a transparency mold display are realizable for coincidence, suppressing degradation of the display

quality produced by having prepared opening. Moreover, as for opening, it is desirable to form by 30% or less of surface ratio 5% or more to the reflective film. A transparency mold display is realizable with the light from which suppressing the fall of the brightness of a reflective mold display is introduced into a liquid crystal layer through opening of the reflective film with **** by doing in this way. Such opening is easily producible at the photograph process / development process / exfoliation process of having used the resist.

[0019] Especially, since it has both the function in which the transflective reflection layer (the 2nd electrode) which consists of such reflective film reflects outdoor daylight in the case of the 1st liquid crystal equipment of this invention, and the function to impress an electrical potential difference to liquid crystal, as compared with the case where the reflective film and a pixel electrode are formed separately, the manufacture or design top of an equipment configuration top is also advantageous, and low cost-ization can be attained. On the other hand, in the case of the 1st liquid crystal equipment of this invention, since it is not necessary to prepare opening in the 2nd transparent electrode, the equipment dependability about the 2nd electrode concerned and the manufacture yield increase.

[0020] In other modes of the 1st of this invention, and the 2nd liquid crystal equipment, said driving means is equipped with the 1st control means which controls said 1st supply means to switch the electrical potential difference which a 1st supply means to supply an electrical potential difference to said 1st electrode, and this 1st supply means supply to a setup for a reflective mold display according to said astigmatism LGT, and to switch to a setup for a transparency mold display according to said lighting, respectively.

[0021] According to this mode, an electrical potential difference is supplied to the 1st electrode (for example, scanning line) by the 1st supply means (for example, Y driver circuit), but under control by the 1st control means, according to the astigmatism LGT of a lighting system, this electrical potential difference supplied is switched to a setup for a reflective mold display, and is switched to a setup for

a transparency mold display according to lighting of a lighting system on the other hand. Therefore, liquid crystal can be driven by the driver voltage which suited the reflection factor property and permeability property over driver voltage, respectively at the time of a reflective mold display and a transparency mold display.

[0022] It has further the lighting means for switching which switches said lighting in said lighting system, and said astigmatism LGT, and synchronizing with the switch actuation by this lighting means for switching, said 1st control means may consist of this mode so that the electrical potential difference which said 1st supply means supplies may be switched to a setup for a reflective mold display, or a setup for a transparency mold display.

[0023] In other modes of the 1st of this invention, and the 2nd liquid crystal equipment, said driving means is equipped with the 2nd control means which controls said 2nd supply means to switch the electrical potential difference which a 2nd supply means to supply an electrical potential difference to said 2nd electrode, and this 2nd supply means supply to a setup for a reflective mold display according to said astigmatism LGT, and to switch to a setup for a transparency mold display according to said lighting, respectively.

[0024] According to this mode, an electrical potential difference is supplied to the 1st electrode (for example, data line) by the 2nd supply means (for example, X driver circuit), but under control by the 1st control means, according to the astigmatism LGT of a lighting system, this electrical potential difference supplied is switched to a setup for a reflective mold display, and is switched to a setup for a transparency mold display according to lighting of a lighting system on the other hand. Therefore, liquid crystal can be driven by the driver voltage which

[0025] By this mode, said 2nd supply means may control said 2nd supply means to supply the electrical potential difference which has the actual value of the

suited the reflection factor property and permeability property over driver voltage,

respectively at the time of a reflective mold display and a transparency mold

display.

magnitude according to the gradation level which gradation data show to said 2nd electrode, and for said 2nd control means to switch a setup of each magnitude of said actual value over each gradation level to a setup for a reflective mold display according to said astigmatism LGT, and to switch to a setup for a transparency mold display according to said lighting.

[0026] Thus, if constituted, under control by the 2nd control means, a setup of each magnitude of the actual value over each gradation level will be switched to a setup for a reflective mold display according to an astigmatism LGT, and will be switched to a setup for a transparency mold display according to lighting of an another side lighting system. And the electrical potential difference which has the actual value of the magnitude according to the gradation level which gradation data show with the 2nd supply means is supplied to said 2nd electrode.

Therefore, it crosses especially throughout gradation and liquid crystal can be driven by good driver voltage.

[0027] In other modes of the 1st of this invention, and the 2nd liquid crystal equipment, it has a color filter further between said transflective reflection layer and said 1st substrate, respectively.

[0028] According to this mode, reflective mold color display by outdoor daylight and transparency mold color display using a lighting system can be performed. As for a color filter, it is desirable to have 25% or more of permeability to all the light of the 380nm or more wavelength range of 780nm or less. By doing in this way, bright reflective mold color display and transparency mold color display are realizable.

[0029] In other modes of the 1st of this invention, and the 2nd liquid crystal equipment, said transflective reflection layer has irregularity, respectively. [0030] According to this mode, therefore the feeling of a mirror plane of a reflector can be lost unevenly, and it can be shown as the diffusing surface (white side). Moreover, the display of a wide-field-of-view angle is attained by dispersion by irregularity. The shape of this toothing can be formed by forming or damaging the glass substrate of a substrate itself by fluoric acid using photosensitive acrylic

resin etc., on the substrate of a reflector. In addition, it is desirable to form the transparent flattening film further on the concavo-convex front face of a reflector, and to carry out flattening of the front face (front face which forms the orientation film) facing a liquid crystal layer from a viewpoint which prevents the poor orientation of liquid crystal.

[0031] It is characterized by equipping the electronic equipment of this invention with the liquid crystal equipment of this invention mentioned above, in order to solve the above-mentioned technical problem.

[0032] According to the electronic equipment of this invention, there is no blot of the duplex projection and display by parallax, and various kinds of electronic equipment using transflective high-reflective-liquid-crystal equipment and transflective reflective mold electrochromatic display equipment which can switch and display a reflective mold display and a transparency mold display can be realized. Such electronic equipment can realize a display high-definition by related especially high contrast to surrounding outdoor daylight also in a location dark also in a bright location.

[0033]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, the gestalt of operation of this invention is explained with reference to a drawing.

[0034] (The 1st operation gestalt) The 1st operation gestalt of the liquid crystal equipment concerning this invention is explained with reference to drawing 7 from drawing 1. Drawing 1 (a) is outline drawing of longitudinal section showing the structure of the 1st operation gestalt of this invention. Drawing 1 (b) It is the outline top view of the 1st operation gestalt shown in drawing 1 (a), and drawing 2 - drawing 6 are the expansion top views showing various kinds of examples of opening prepared in the reflector in the 1st operation gestalt, respectively. Drawing 7 It is the property Fig. showing the property of the reflection factor R at the time of the reflective mold display to the driver voltage in the liquid crystal equipment of the 1st operation gestalt, and the property of the permeability T at the time of a transparency mold display. Although the color filter and black matrix

layer which were shown in drawing 1 (a) are omitted and it has shown only three every direction at a time also about the electrode of the shape of an expedient upper stripe of explanation by drawing 1 (b) in order to make electrode disposition legible, the electrode of the shape of many [far] numbers of a stripe prepares with actual liquid crystal equipment, and it is ****. In addition, although the 1st operation gestalt is fundamentally related with the liquid crystal display of a passive-matrix mold, it is possible to apply also to the equipment of a active-matrix mold, the equipment of other segmental dies, and other liquid crystal equipments by the same configuration.

[0035] As shown in drawing 1 (a) and drawing 1 (b), with the 1st operation gestalt, the liquid crystal cell to which the closure of the liquid crystal layer 3 was carried out by the frame-like sealant 4 is formed between two transparence substrates 1 and 2. The liquid crystal layer 3 consists of nematic liquid crystals with a predetermined twist angle. A color filter 5 is formed on the inside of the front transparence substrate 1, and the coloring layer of three colors of R (red), G (green), and B (blue) is arranged by this color filter 5 by the predetermined pattern. The transparent protective coat 10 is covered on the front face of a color filter 5, and the transparent electrode 6 of the shape of two or more stripe is formed with the ITO (Indium TinOxide) film etc. on the front face of a protective coat 10. The orientation film 9 is formed on the front face of a transparent electrode 6, and rubbing processing is performed in the predetermined direction. [0036] On the other hand, on the inside of the back transparence substrate 2, two or more arrays are carried out so that the reflector 7 of the shape of a stripe formed for every coloring layer of the above-mentioned color filter 5 may intersect the above-mentioned transparent electrode 6. When it is equipment of the activematrix mold equipped with the TFD component or the TFT component, each reflector 7 is formed in the shape of a rectangle, and is connected to wiring through an active component. This reflector 7 is formed of Cr, aluminum, etc., and that front face is the reflector in which the light which carries out incidence is reflected from the transparence substrate 1 side. On the front face of a reflector 7, the same orientation film 19 as the above is formed. Much opening 7b (refer to drawing 1 (b)) of the diameter of 2 micrometer is prepared in the reflector 7, and the gross area of opening 7b is prepared in it at about 10% of a rate to the gross area of a reflector 7.

[0037] With reference to drawing 2 - drawing 6, various kinds of examples of a reflector 7 and opening 7b are explained here.

[0038] As first shown in drawing 2, the transparent electrode 802 (it corresponds to the transparent electrode 6 of drawing 1) of the shape of a stripe formed in the upper transparence substrate is countered, and the rectangular slit 803 (it corresponds to opening 7b of drawing 1) may be formed in the reflector 802 (it corresponds to the reflector 7 of drawing 1) of the shape of a stripe formed on the lower transparence substrate. In addition, a square, a rectangle, or other polygons and round shapes are sufficient as the rectangular slit 803.

Furthermore, also about arrangement or direction, as long as at least one opening is prepared in each dot (namely, field where a transparent electrode 801 and a reflector 802 cross among drawing 2), it may be arranged regularly and may be dotted irregularly.

[0039] the hole with which the reflector 602 (it corresponds to the reflector 7 of drawing 1) of the shape of a stripe which countered the transparent electrode 601 (it corresponds to the transparent electrode 6 of drawing 1) of the shape of a stripe formed in the upper transparence substrate, and was formed on the lower transparence substrate as shown in drawing 3 is dotted irregularly -- the detailed defective parts 603 (it corresponds to opening 7b of drawing 1), such as a defect and a reentrant defect, may be formed.

[0040] As shown in drawing 4, the transparent electrode 301 (it corresponds to the transparent electrode 6 of drawing 1) of the shape of a stripe formed in the upper transparence substrate is countered, the predetermined gap 303 (it corresponds to opening 7b of drawing 1) may be separated, and the reflector 303 (it corresponds to the reflector 7 of drawing 1) of the shape of a stripe formed on the lower transparence substrate may be arranged. That is, the light

from a back light 15 is introduced into the liquid crystal layer 3 through this gap 303.

[0041] Although the 1st operation gestalt starts simple (passive) matrix mold liquid crystal equipment here for example, in the case of the liquid crystal equipment of the transflective reflective mold of the TFD active-matrix drive method mentioned later From the same view as the example of drawing 4, as shown in drawing 5, the transparent electrode 201 (it corresponds to the transparent electrode 6 of drawing 1) of the shape of a stripe formed in the upper transparence substrate is countered. The predetermined gap 205 (it corresponds to opening 7b of drawing 1) may be separated, and the reflector 204 (it corresponds to the reflector 7 of drawing 1) of the shape of an island formed for every dot on the lower transparence substrate may be arranged. That is, the light from a back light 15 is introduced into the liquid crystal layer 3 through this gap 205. In addition, in this case, the scanning line 202 is formed on a bottom transparence substrate, the TFD component 203 is further formed corresponding to each dot, and the scanning line 202 and a reflector 204 are connected through the TFD component 203.

[0042] furthermore, in the case of the liquid crystal equipment of the transflective reflective mold of the TFT active-matrix drive method mentioned later, for example From the same view as the example of drawing 4, as shown in drawing 6, the transparent electrode 1401 (it corresponds to the transparent electrode 6 of drawing 1 R> 1) formed in the upper transparence substrate is countered. The predetermined gap 1406 (it corresponds to opening 7b of drawing 1) may be separated, and the reflector 1405 (it corresponds to the reflector 7 of drawing 1 R> 1) of the shape of an island formed for every dot on the lower transparence substrate may be arranged. That is, the light from a back light 15 is introduced into the liquid crystal layer 3 through this gap 1406. In addition, in this case, on a bottom transparence substrate, the data line 1402 and the scanning line 1403 are formed, the TFT component 1404 is further formed corresponding to each dot, and the data line 1402 and the scanning line 1405 are

connected through the TFT component 1404.

[0043] As again shown in drawing 1 (a) and drawing 1 (b), a polarizing plate 11 is arranged on the external surface of the front transparence substrate 1, and the phase contrast plate 13 is arranged between the polarizing plate 11 and the transparent electrode 1. Moreover, behind the liquid crystal cell, the phase contrast plate 14 is arranged behind the transparence substrate 2, and the polarizing plate 12 is arranged behind this phase contrast plate 14. And behind the polarizing plate 12, the back light 15 which has fluorescence tubing 15a which emits the white light, and light guide plate 15b equipped with the incidence end face in alignment with this fluorescence tubing 15a is arranged. Light guide plate 15b is the transparent bodies, such as an acrylic resin plate with which the split face for dispersion was formed in the whole rear face, or the printing layer for dispersion was formed, and it is constituted so that an almost uniform light may be emitted from the top face of drawing in response to the light of fluorescence tubing 15a which is the light source in an end face. As other back lights, LED (light emitting diode), EL (electroluminescence), etc. can be used. [0044] With the 1st operation gestalt, in order to prevent light leaking from field 7a between each reflector 7 at the time of a transparency mold display, superficially, black matrix layer 5a which is the protection-from-light section formed between each coloring layer of a color filter 5 corresponds mostly, and is prepared. Black matrix layer 5a puts Cr layer, or forms it by photosensitive black resin.

[0045] Next, actuation of the 1st operation gestalt constituted as mentioned above is explained.

[0046] First, a reflective mold display is explained. The polarizing plate 11 in drawing 1, the phase contrast plate 13, and a color filter 5 are penetrated, respectively, it is reflected by the reflector 7 after passing the liquid crystal layer 3, and outgoing radiation of the outdoor daylight is again carried out from a polarizing plate 11. At this time, those middle brightness is controlled according to the applied voltage to the liquid crystal layer 3 in transparency (bright state)

and absorption (dark condition) list of a polarizing plate 11.

[0047] Next, a transparency mold display is explained. With a polarizing plate 12 and the phase contrast plate 14, the light from a back light 15 turns into predetermined polarization, is introduced into the liquid crystal layer 3 from opening 7b of a reflector 7, and penetrates a color filter 5 and the phase contrast plate 13 after passing the liquid crystal layer 3, respectively. At this time, those middle brightness is controlled according to the applied voltage to the liquid crystal layer 3 in transparency (bright state) and absorption (dark condition) list of a polarizing plate 11.

[0048] Here, as shown in drawing 7, generally in the liquid crystal equipment of the transflective reflective mold like the 1st operation gestalt, it has become clear that the property of the reflection factor R at the time of the reflective mold display to driver voltage and the property of the permeability T at the time of a transparency mold display are so-called difference as a result of the research and the experiment by invention-in-this-application persons. That is, if it is going to drive the liquid crystal equipment of this kind of transflective reflective mold by fixed driver voltage to the same image, without being temporarily based on lighting and the astigmatism LGT of a back light 15, in order to perform the Takashina tone display only about either at the time of a reflective mold display and a transparency mold display, or in order to raise contrast, the most of the slope of the **** characteristic curve shown in drawing 7 can be made. However, with this operation gestalt, in the time of lighting of a back light 15, and an astigmatism LGT, a transparent electrode 6 and a reflector 7 drive so that the liquid crystal driver voltage impressed to the liquid crystal layer 3 through a transparent electrode 6 and a reflector 7 may be different from each other to the same image. That is, with this operation gestalt, the liquid crystal layer 3 drives by the driver voltage which suited the property of the reflection factor R as shown in drawing 7 at the time of the reflective mold display which carried out the astigmatism LGT of the back light 15, and liquid crystal drives by the driver voltage which suited the property of the permeability T as shown in drawing 7 at

the time of the transparency mold display which turned on the back light 15. Especially the thing for which the level of the liquid crystal applied voltage for giving a halftone indication of a white display and a black display is changed by a reflective mold display and transparency mold display is very useful. A setup of the driver voltage which suits a setup of the driver voltage which suits the property of these reflection factors R, and the property of permeability T is performed comparatively easily by searching for beforehand the property of the reflection factor R for every driver voltage, and the property of permeability T experimentally, experientially, and theoretically about each liquid crystal equipment, respectively. In addition, the concrete configuration of the driving gear which performs such a drive is explained in full detail as the 3rd operation gestalt.

[0049] According to this operation gestalt mentioned above, a reflective mold display and a transparency mold display without duplex projection or a blot of a display can be switched and displayed, and electrochromatic display equipment high-definition by high contrast can be especially realized also in any of a reflective mold display and a transparency mold display.

[0050] In addition, according to the 1st operation gestalt, also in any of a reflective mold display and a transparency mold display, a good display control is made with polarizing plates 11 and 12. And while reducing the effect of the color tones on coloring which originates in the wavelength dispersion of the light at the time of a reflective mold display with the phase contrast plate 13, it becomes possible to reduce the effect of the color tones on coloring which originates in the wavelength dispersion of the light at the time of a transparency mold display with the phase contrast plate 14. Moreover, about the phase contrast plates 13 and 14, it is also possible to arrange about two or more phase differential plates in each location according to coloring compensation of a liquid crystal cell or viewing-angle compensation.

[0051] Furthermore, it is not flat in a reflector 7, for example, you may constitute from this operation gestalt mentioned above so that it may have the irregularity

whose difference of elevation is about 0.8 micrometers. Thus, if constituted, therefore the feeling of a mirror plane of a reflector 17 can be lost unevenly, it can be shown as the diffusing surface (white side), and the display of a widefield-of-view angle will be attained by dispersion by irregularity. On the other hand, the optical diffusion plate of the transparency mold which consists of a thing of an internal diffusion form which distributed the transparent particle from which a refractive index differs in transparence bases, such as acrylic resin, between the phase contrast plate 13 and the transparence substrate 1, and a thing of the surface diffusion form which carried out surface roughening (matizing) of the front-face top of a transparence base may be arranged. Thus, if constituted, reflected [the outdoor daylight by direct reflection of a reflector 7] can be prevented, and visibility can be raised. Furthermore, in case much detailed pores may be formed using vacuum evaporationo, sputtering, a photolithography process, etc., an indication is given bright in case this performs a transparency mold display, and a reflective mold display is performed to a reflector 7, it can prevent reflected [outdoor daylight].

[0052] (The 2nd operation gestalt) The 2nd operation gestalt of the liquid crystal equipment concerning this invention is explained with reference to drawing 8 and drawing 9. Drawing 8 is outline drawing of longitudinal section showing the structure of the 2nd operation gestalt of this invention, drawing 9 (a) is the expansion top view showing an example of the reflector concerning the 2nd operation gestalt, and drawing 9 (b) is the expansion top view showing other examples of this reflector. The reference mark same about the same component as the 1st operation gestalt shown in drawing 1 is attached among drawing 8, and the explanation is omitted. In addition, although this operation gestalt is fundamentally related with the liquid crystal display of a passive-matrix mold, it is possible to apply also to the equipment of a active-matrix mold, the equipment of other segmental dies, and other liquid crystal equipments by the same configuration.

[0053] As shown in drawing 8, with the 2nd operation gestalt, it is not the

reflector of a monolayer with which the 2nd electrode on a bottom substrate has opening compared with the 1st operation gestalt. Consist of a transparent electrode prepared on the transflective reflecting plate which has opening. (That is, the 1st electrode achieves only an electrode function and the reflective film prepared separately achieves a transflective reflex function) Points differ and it mainly differs further in that the color filter and the black matrix layer are prepared on the bottom substrate. About other configurations, it is the same as that of the case of the 1st operation gestalt fundamentally.

[0054] Namely, as shown in drawing 8, in the transparence substrate 1 side, rubbing processing is performed to the orientation film 19 in the predetermined direction, and the liquid crystal molecule has the pre tilt angle of about 85 degrees in the direction of rubbing. When it is equipment of the active-matrix mold equipped with the TFD component or the TFT component, a transparent electrode 6 is formed in the shape of a rectangle, and is connected to wiring through an active component.

[0055] On the other hand, on the inside of the lower transparence substrate 2, the irregularity of about 0.8 micrometers of quantity lowness is formed with photosensitive acrylic resin, on the front face, the spatter of the aluminum which added 1.0% of the weight of Nd is carried out by the thickness of 25nm, and the transflective reflecting plate 411 is formed. On the transflective reflecting plate 411, a color filter 414 is formed through a protective coat 412, and the coloring layer of three colors of R (red), G (green), and B (blue) is arranged by this color filter 414 by the predetermined pattern. The transparent protective coat is covered on the front face of a color filter 414, and the transparent electrode 416 of the shape of two or more stripe is formed of ITO etc. on the front face of this protective coat. Two or more arrays are carried out so that the transparent electrode 416 of the shape of a stripe formed for every coloring layer of a color filter 414 may intersect the above-mentioned transparent electrode 6. On the front face of a transparent electrode 416, the same orientation film 19 as the above is formed. In addition, rubbing processing is not performed to this

orientation film 19. As phase contrast plates 13 and 14, especially a quarterwave length plate is used, respectively.

[0056] Furthermore with the 2nd operation gestalt, the transparency shafts P1 and P2 of a polarizing plate 11 and a polarizing plate 12 are set up in this direction. The direction of the lagging axes C1 and C2 of the phase contrast plates (namely, quarter-wave length plate) 13 and 14 is set up in the direction rotated clockwise theta= 45 degrees to the transparency shafts P1 and P2 of these polarizing plates 11 and 12, respectively. Furthermore, the direction R1 of rubbing processing of the orientation film 9 on the inside of the transparence substrate 1 is also given in the direction of the lagging axes C1 and C2 of the phase contrast plates (namely, quarter-wave length plate) 13 and 14, and the direction in agreement. This direction R1 of rubbing specifies the falling direction of [at the time of electric-field impression of the liquid crystal layer 3]. A dielectric anisotropy uses a negative pneumatic liquid crystal for the liquid crystal layer 3.

[0057] Furthermore, with the 2nd operation gestalt, in order to prevent light leaking from the field between each dot at the time of a transparency mold display, superficially, the black matrix layer 413 which is the protection-from-light section formed between each coloring layer of a color filter 414 corresponds mostly, and is prepared. The black matrix layer 413 puts Cr layer, or forms it by photosensitive black resin.

[0058] The same inclination as the case of the 1st operation gestalt indicated to be the property of the reflection factor R at the time of the reflective mold display to the driver voltage in the liquid crystal equipment of the 2nd operation gestalt constituted as mentioned above and the property of the permeability T at the time of a transparency mold display to drawing 7 is shown. In addition, in case the liquid crystal equipment of the 2nd operation gestalt is driven, the display condition at the time of no electric-field impressing is dark (black). If it drives in NOMA reeve rack mode, since the optical leakage and the unnecessary reflected light from the gap of the transparent electrode 416 which liquid crystal does not

drive can be stopped, it becomes unnecessary thus, to form the black matrix layer 413.

[0059] Next, actuation of the 2nd operation gestalt constituted as mentioned above is explained.

[0060] First, a reflective mold display is explained. The polarizing plate 11 in drawing 8 and the phase contrast plate 13 are penetrated, respectively, and after passing the liquid crystal layer 3, a color filter 414 is passed, it is reflected by the transflective reflecting plate 411, and outgoing radiation of the outdoor daylight is again carried out from a polarizing plate 11. At this time, those middle brightness is controlled according to the applied voltage to the liquid crystal layer 3 in transparency (bright state) and absorption (dark condition) list of a polarizing plate 11.

[0061] Next, a transparency mold display is explained. With a polarizing plate 12 and the phase contrast plate 14, the light from a back light 15 turns into predetermined polarization (the circular polarization of light, elliptically polarized light, or linearly polarized light), is introduced into the liquid crystal layer 3 from the transflective reflecting plate 411, and penetrates the phase contrast plate 13 after passing the liquid crystal layer 3. At this time, transparency (bright state), absorption (dark condition), and its middle brightness of a polarizing plate 11 are controllable according to the applied voltage to the liquid crystal layer 3. [0062] Here, like the case of the 1st operation gestalt, also in the 2nd operation gestalt, in the time of lighting of a back light 15, and an astigmatism LGT, a transparent electrode 6 and a transparent electrode 416 drive so that the liquid crystal driver voltage impressed to the liquid crystal layer 3 through a transparent electrode 6 and a transparent electrode 416 may be different from each other to the same image. That is, with this operation gestalt, the liquid crystal layer 3 drives by the driver voltage which suited the property of the reflection factor R as shown in drawing 7 at the time of the reflective mold display which carried out the astigmatism LGT of the back light 15, and liquid crystal drives by the driver voltage which suited the property of the permeability T as shown in drawing 7 at

the time of the transparency mold display which turned on the back light 15. In addition, the concrete configuration of the driving gear which performs such a drive is explained in full detail as the 3rd operation gestalt.

[0063] According to this operation gestalt mentioned above, a reflective mold display and a transparency mold display without duplex projection or a blot of a display can be switched and displayed, and electrochromatic display equipment high-definition by high contrast can be especially realized also in any of a reflective mold display and a transparency mold display.

[0064] Moreover, to the transflective reflecting plate 411 of the 2nd operation gestalt, aluminum covers this front face by the protective coat using the metal layer of a principal component, and the color filter layer, the protective coat, and the transparent electrode are formed on it. For this reason, since aluminum metal layer touches neither with a direct ITO developer nor a color filter developer, aluminum metal layer does not dissolve with a developer. Furthermore, aluminum metal layer which a blemish tends to attach can be made easy to deal with it. aluminum of 25nm thickness which added 1.0% of the weight of Nd shows the value of 80% of reflection factors, and 10% of permeability, and can check fully functioning as a transflective reflecting plate 411.

[0065] Moreover, since the transflective reflecting plate 411 which gave irregularity can reflect the reflected light in a wide angle, it can realize the liquid crystal equipment of a wide-field-of-view angle.

[0066] Here, the example about a transparent electrode 416 established the transflective reflecting plate 411 which has opening, and on this is explained with reference to drawing 9.

[0067] First, by the 1st example, as shown in drawing 9 (a), transparent electrode 602' (it corresponds to the transparent electrode 6 of drawing 8) of the shape of a stripe formed in the upper transparence substrate from ITO etc. is countered. Two or more formation of reflecting plate 602' (it corresponds to the transflective reflecting plate 411 of drawing 8) of width of face W1 is carried out by the shape of a stripe from aluminum etc. on a lower transparence substrate. Furthermore,

two or more formation of transparent electrode 603' (it corresponds to the transparent electrode 416 of drawing 8) of the somewhat larger width of face W2 (namely, W2>W1) than reflecting plate 602' is carried out by the shape of a stripe from ITO etc. Consequently, the part of the width of face of W1-W1 functions as opening on each reflecting plate 602' of every. That is, the transparency of the light from a back light 15 is attained in the field in which it sees superficially in this way, and reflecting plate 602' is not formed in, and the transparent electrode 416 is formed, and it becomes possible to perform a transparency mold display by this field. On the other hand, reflection of outdoor daylight is attained in the field in which it sees superficially in this way, and reflecting plate 602' is formed in, and the transparent electrode 416 is formed, transparency becomes possible, and it becomes possible to perform a reflective mold display by this field. [0068] Next, by the 2nd example, as shown in drawing 9 (b), on the lower. transparence substrate, two or more formation of the island-like reflecting plate 503 (it corresponds to the transflective reflecting plate 411 of drawing 8) is carried out from aluminum etc., and the somewhat larger thing transparent electrode 504 (it corresponds to the transparent electrode 416 of drawing 8) than a reflecting plate 503 is further formed according to the shape of an island from ITO etc. Consequently, the part of that perimeter functions as opening every reflecting plate 503. That is, the transparency of the light from a back light 15 is attained in the field in which it sees superficially in this way, and a reflecting plate 503 is not formed in, and the transparent electrode 504 is formed, and it becomes possible to perform a transparency mold display by this field. On the other hand, reflection of outdoor daylight is attained in the field in which it sees superficially in this way, and the reflecting plate 503 is formed in, and the transparent electrode 504 is formed, transparency becomes possible, and it becomes possible to perform a reflective mold display by this field. In addition, this example is for TFD active ** matrix drive methods, and each transparent electrode 504 is connected to each scanning line 501 through the TFD component 502. The transflective reflecting plate and transparent electrode of

liquid crystal equipment of a TFT active-matrix drive method can be formed on a bottom transparence substrate almost like this modification.

[0069] By the example explained using drawing 9, respectively, since the light which carried out incidence in addition to the pixel electrode or the dot electrode is unrelated to a display and the contrast of a transparency mold display is only reduced, it is making the display mode of a light-shielding film (black matrix layer) or a liquid crystal layer into Nor Marie Black, and intercepting is desirable. [0070] The Rhine width of face (L) of transparent electrode 601' which consists of ITO in the example of drawing 9 (a) 198 micrometers, the bottom -- a substrate -an inside -- aluminum -- from -- becoming -- a reflecting layer -- 602 -- ' -- Rhine -width of face (W1) -- 46 -- micrometer -- the -- a top -- having formed -- ITO -from -- becoming -- a transparent electrode -- 603 -- ' -- Rhine -- width of face (W2) -- 56 -- micrometer -- ** -- carrying out -- if -- About 70% of the outdoor daylight introduced into the liquid crystal layer can be reflected, outgoing radiation can be carried out from a back light, and about 10% of the light introduced into the lower transparence substrate can be made to penetrate. [0071] Moreover, since aluminum reflecting layer of this operation gestalt formed the ITO transparent electrode in the front face, a blemish can be made hard to attach to aluminum reflecting layer, and since two, aluminum reflecting layer and an ITO transparent electrode, become electrode Rhine, low resistance-ization of electrode Rhine of it is attained.

[0072] (The 3rd operation gestalt) Next, the 3rd operation gestalt concerning liquid crystal equipment including the drive circuit which drives the liquid crystal equipment of the 1st and 2nd operation gestalt of this invention mentioned above is explained with reference to the block diagram of drawing 10.

[0073] In drawing 10, liquid crystal equipment is equipped with the driving gear which drives the liquid crystal panel (it corresponds to the liquid crystal equipment in the 1st and 2nd operation gestalt mentioned above) 103 having a back light 15, the light source driving gear 108 which drives a back light 15, and the lighting switching unit 107 which switches lighting and the astigmatism LGT

of a back light 15, and is constituted.

[0074] Data-line drive control circuit 110a as an example of the 2nd control means which controls the driver voltage of the X driver circuit 110 as an example of the 2nd supply means which drives the data line with which especially the driving gear was wired by the liquid crystal panel 103, and the X driver circuit 110, It has scanning-line drive control circuit 100a as an example of the 1st control means which controls the scanning-line driver voltage in the Y driver circuit 100 and the Y driver circuit 100 as an example of the 1st supply means which drives the scanning line wired by the liquid crystal panel 103, and is constituted. Dataline drive control circuit 110a will output the data-line drive control signal S1 to the X driver circuit 110 based on these input signals, if a picture signal Sv and the display-control signal Ss are inputted from an external picture signal processing circuit. In response, the X driver circuit 110 drives each data line by supplying a picture signal to each data line to predetermined timing. Scanningline drive control circuit 100a will output the scanning-line drive control signal S2 to the Y driver circuit 100 based on this input signal, if the display-control signal Ss is inputted from an external picture signal processing circuit. In response, the Y driver circuit 100 drives each scanning line by supplying a scan signal to each scanning line to predetermined timing.

[0075] A back light 15 and the light source driving gear 108 constitute an example of a lighting system. In response to the lighting change-over signal SL from the lighting switching unit 107, the light source driving gear 102 supplies the light source driver voltage VL to a back light 15 alternatively. In response, a back light 15 irradiates the liquid crystal layer in a liquid crystal panel 103 through a transflective reflection layer as mentioned above.

[0076] manual switch actuation the lighting switching unit 107 constitutes an example of a lighting means for switching, and according lighting and the astigmatism LGT of a back light 15 to an operator -- or the lighting change-over signal SL is outputted to the light source driving gear 108 by detecting outdoor daylight level. namely, manual actuation according to an operator in a bright

place -- or the lighting change-over signal SL of the purport to which the astigmatism LGT of the back light 15 is carried out automatically is outputted to the light source driving gear 108 by detection of outdoor daylight level, and the reflective mold display by outdoor daylight is performed, without turning on a back light 15. on the other hand, manual actuation according to an operator in a dark place -- or the lighting change-over signal SL of the purport which makes a back light 15 turn on automatically is outputted to the light source driving gear 108 by detection of outdoor daylight level, the light source driver voltage VL is supplied, a back light 15 is turned on, and a transparency mold display is performed.

[0077] The driving gear which becomes **** from the **** X driver circuit 110, data-line drive control circuit 110a, the Y driver circuit 100, and scanning-line drive control circuit 110a is with the time of lighting of a back light 15, and an astigmatism LGT, and it consists of especially this examples so that the liquid crystal driver voltage impressed to a liquid crystal layer through the scanning line and the data line may be different from each other to the same image based on the lighting change-over signal SL outputted from the lighting switching unit 107, and the scanning line and the data line may be driven.

[0078] More specifically data-line drive control circuit 110a If the lighting change-over signal SL outputted from the lighting switching unit 107 is inputted, it is based on the signal level. At the time of the astigmatism LGT of a back light 15 An electrical-potential-difference setup of the picture signal which the X driver circuit 110 supplies to the data line to the gradation level (or white and black level) specified by the picture signal Sv is switched to an electrical-potential-difference setup optimized for [which was set up beforehand] the reflective mold display based on the property of the reflection factor R like drawing 7. It replaces with this, or in addition, scanning-line drive control circuit 100a will switch an electrical-potential-difference setup of the scan signal which the Y driver circuit 100 supplies to the scanning line based on the property of the reflection factor R like drawing 7 based on the signal level to an electrical-potential-difference setup

optimized for [which was set up beforehand] the reflective mold display at the time of the astigmatism LGT of a back light 15, if the lighting change-over signal SL outputted from the lighting switching unit 107 is inputted. Furthermore, dataline drive control circuit 110a is switched to an electrical-potential-difference setup optimized for [which was beforehand set up based on the property of the permeability T like drawing 7 in an electrical-potential-difference setup of the picture signal which the X driver circuit 110 supplies to the data line] the transparency mold display based on the lighting change-over signal SL outputted from the lighting switching unit 107 at the time of lighting of a back light 15. It replaces with this or, in addition, scanning-line drive control circuit 100a is switched to an electrical-potential-difference setup optimized for [which was beforehand set up based on the property of the permeability T like drawing 7 in an electrical-potential-difference setup of the scan signal which the Y driver circuit 100 supplies to the scanning line I the transparency mold display based on the lighting change-over signal SL outputted from the lighting switching unit 107 at the time of lighting of a back light 15. Since an electrical-potential-difference setup in the Y driver circuit 100 optimized an electrical-potential-difference setup in the X driver circuit 110 optimized for [these] the reflective mold display, an electrical-potential-difference setup in the Y driver circuit 100 optimized for the reflective mold display, an electrical-potential-difference setup in the X driver circuit 110 optimized for the transparency mold display, and for a transparency mold display is what becomes settled according to the class of liquid-crystal equipment, respectively, it is beforehand called for by experimental, theoretical, a simulation, etc. about each liquid-crystal equipment. And by electrical-potentialdifference setup optimized, for example, the hardware design of the X driver circuit 110, data-line drive control circuit 110a, the Y driver circuit 100, and the scanning-line drive control circuit 110 is made so that an output of a picture signal and/or a scan signal may be possible, and a liquid crystal drive is performed by electrical-potential-difference setup optimized the object for a reflective mold display, or for the transparency mold display by simple switch

actuation in these circuits.

[0079] As explained above, according to the 3rd operation gestalt, generally in the liquid crystal equipment of a transflective reflective mold, the property of the reflection factor R at the time of the reflective mold display to driver voltage, and the property of the permeability T at the time of a transparency mold display In spite of being so-called difference, the Takashina tone display can be carried out to a reflective mold display and a transparency mold display at the maximum using the slope of each characteristic curve of the **** reflection factor R shown in drawing 7, and permeability T, contrast is raised and the thing of it can be carried out. Especially the thing for which the level of the liquid crystal applied voltage for giving a halftone indication of a white display and a black display is changed by a reflective mold display and transparency mold display is very useful.

[0080] According to this operation gestalt mentioned above, a reflective mold display and a transparency mold display without duplex projection or a blot of a display can be switched and displayed, and electrochromatic display equipment high-definition by high contrast can be especially realized also in any of a reflective mold display and a transparency mold display.

[0081] (The 4th operation gestalt) The 4th operation gestalt of the liquid crystal equipment concerning this invention is explained with reference to drawing 14 from drawing 11. The 4th operation gestalt is an operation gestalt of the TFD active-matrix-liquid-crystal equipment with which this invention is applied suitably. [0082] First, the configuration in near the TFD driver element as an example of 2 terminal mold nonlinear device used for this operation gestalt is explained with reference to drawing 11 and drawing 12. It is the top view where drawing 11 shows a TFD driver element here typically with a pixel electrode etc., and drawing 12 is the B-B' sectional view of drawing 11. In addition, in order to make each class and each part material into the magnitude of extent which can be recognized on a drawing, scales are made to have differed for each class or every each part material in drawing 12.

[0083] In drawing 11 and drawing 12, the TFD driver element 40 is formed on it by making into a substrate the insulator layer 41 formed on the transparence substrate 2, consists of the 1st metal membrane 42, an insulating layer 44, and the 2nd metal membrane 46 sequentially from an insulator layer 41 side, and has TFD structure (Thin Film Diode) or MIM structure (Metal Insulator Metal structure). And the 1st metal membrane 42 of the TFD driver element 40 is connected to the scanning line 61 formed on the transparence substrate 2, and the 2nd metal membrane 46 is connected to the pixel electrode 62 which consists of conductive reflective film which is other examples of the 2nd electrode. In addition, it may replace with the scanning line 61, the data line (it mentions later) may be formed on the transparence substrate 2, it may connect with the pixel electrode 62, and the scanning line 61 may be formed in an opposite substrate side.

[0084] The transparence substrate 2 consists of a substrate which has insulation, such as glass and plastics, and transparency. The insulator layer 41 which makes a substrate consists of tantalum oxide. However, an insulator layer 41 is formed in the 1st metal membrane 42 considering an impurity not being spread as a key objective from that the 1st metal membrane 42 does not exfoliate from a substrate by heat treatment performed after deposition of the 2nd metal membrane 46 etc., and a substrate. Therefore, when these exfoliations or diffusion of an impurity do not pose a problem by constituting the transparence substrate 2 from a substrate which was excellent in thermal resistance or purity like for example, the quartz substrate etc., an insulator layer 41 can be omitted. The 1st metal membrane 42 consists of a conductive metal thin film, for example, consists of a tantalum simple substance or a tantalum alloy, an insulator layer 44 -- for example, formation -- it consists of an oxide film formed in the front face of the 1st metal membrane 42 of anodic oxidation in liquid. The 2nd metal membrane 46 consists of a conductive metal thin film, for example, consists of a chromium simple substance or a chromium alloy.

[0085] The field which light, such as a slit of a rectangle or a square and detailed

opening, penetrates like each operation gestalt mentioned above is prepared, or the pixel electrode 62 is formed for every pixel smaller than the transparent electrode on an opposite substrate, and consists of especially these operation gestalten possible [transparency of light] through the gap. Moreover, the pixel electrode 62 may consist of single reflective film, and may consist of layered products of a reflecting layer and a transparent electrode layer.

[0086] Furthermore, the transparence insulator layer 29 is formed in the side (drawing Nakagami side front face) which faces the liquid crystal of the pixel electrode 62, the TFD driver element 40, and scanning-line 61 grade, and the orientation film 19 with which it consisted of organic thin films, such as a polyimide thin film, and predetermined orientation processing of rubbing processing etc. was performed is formed on it.

[0087] As mentioned above, although some examples of a TFD driver element were explained as a 2 terminal mold nonlinear device, 2 terminal mold nonlinear device which has bidirectional diode characteristics, such as a ZnO (zinc oxide) varistor, an MSI (Metal Semi-Insulator) driver element, and RD (Ring Diode), is applicable to the high-reflective-liquid-crystal equipment of this operation gestalt. [0088] Next, the TFD driver element constituted like is explained above with reference to drawing 13 and drawing 14 about the configuration and actuation of the transflective high-reflective-liquid-crystal equipment of a TFD active-matrix drive method which are constituted by having and which are the 4th operation gestalt. It is the partial fracture perspective view in which drawing 13 is the representative circuit schematic having shown the liquid crystal device with the drive circuit, and drawing 14 shows a liquid crystal device typically here. [0089] In drawing 13, the transflective high-reflective-liquid-crystal equipment of a TFD active-matrix drive method is connected to the Y driver circuit 100 where two or more scanning lines 61 arranged on the transparence substrate 2 constitute an example of the 1st supply means, and two or more data lines 60 arranged on the opposite substrate are connected to the X driver circuit 110 which constitutes an example of the 2nd supply means. In addition, the Y driver

circuit 100 and the X driver circuit 110 may be formed the transparence substrate 2 or on that opposite substrate, and serve as drive circuit built-in transflective high-reflective-liquid-crystal equipment in this case. Or with transflective high-reflective-liquid-crystal equipment, it may consist of the independent exteriors IC, you may connect with the scanning line 61 or the data line 60 through predetermined wiring, and the Y driver circuit 100 and the X driver circuit 110 serve as transflective high-reflective-liquid-crystal equipment which does not include a drive circuit in this case.

[0090] In each matrix-like pixel field, the scanning line 60 is connected to one terminal of the TFD driver element 40 (refer to drawing 11 and drawing 12), and the data line 60 is connected to the other-end child of the TFD driver element 40 through the liquid crystal layer 3 and the pixel electrode 62. Therefore, if a scan signal is supplied to the scanning line 61 corresponding to each pixel field and a data signal is supplied to the data line 60, the TFD driver element 40 in the pixel field concerned will be in an ON state, and driver voltage will be impressed to the liquid crystal layer 3 between the pixel electrode 62 and the data line 60 through the TFD driver element 40. And in a bright place, when the pixel electrode 62 reflects outdoor daylight, a reflective mold display is performed, and when opening of the pixel electrode 62 penetrates the light source light from a back light, a transparency mold display is performed in a dark place.

[0091] In drawing 14, transflective high-reflective-liquid-crystal equipment is equipped with the transparence substrate 2 and the transparence substrate

equipped with the transparence substrate 2 and the transparence substrate (opposite substrate) 1 by which opposite arrangement is carried out at this. The transparence substrate 1 consists of a glass substrate. The pixel electrode 62 is formed in the transparence substrate 2 in the shape of a matrix, and each pixel electrode 62 is connected to the scanning line 61. It is extended in the direction which intersects the scanning line 61, and two or more data lines 60 as a transparent electrode arranged in the shape of a strip of paper are formed in the transparence substrate 1. The data line 60 consists of transparent conductive thin films, such as for example, ITO (Indium Tin Oxide) film. The orientation film 9

with which it consisted of organic thin films, such as a polyimide thin film, and predetermined orientation processing of rubbing processing etc. was performed is formed in the data-line 60 bottom. Furthermore, the non-illustrated color filter which becomes the transparence substrate 1 from the color-material film arranged the shape of the shape of a stripe and a mosaic, in the shape of a triangle, etc. according to the application is prepared.

[0092] As explained above, according to the transflective high-reflective-liquid-crystal equipment of the TFD active-matrix drive method of the 4th operation gestalt The electrochromatic display equipment which can switch and display a reflective mold display and a transparency mold display without duplex projection or a blot of a display is realizable. By switching a setup of the driver voltage to the gradation level of image data in the time of a reflective mold display and a transparency mold display, image display high-definition by high contrast can be performed also at the time of a transparency mold display also at the time of a reflective mold display. Transflective high-reflective-liquid-crystal equipment can be driven in NOMA reeve rack mode by the armature-voltage control in X and the Y driver circuits 110 and 100 which constitute especially an example of a driving means.

[0093] (The 5th operation gestalt) Next, the configuration and actuation in an operation gestalt of 1 concerning the driving gear which drives the liquid crystal equipment of the transflective reflective mold of the TFD active-matrix drive method mentioned above are explained with reference to drawing 19 from drawing 15 including the Y driver circuit 110 and the X driver circuit 110 which were shown in drawing 13. In addition, drawing 16 is the wave form chart of the 1st GCP signal and the 2nd GCP signal, drawing 15 is the block diagram showing the concrete configuration of a driving gear, and drawing 18 is [drawing 17 is the block diagram of the part which drives the one data line in X driver circuit, and] a timing chart which shows the wave of various signals and the time relation to a driving gear. Drawing 1919 is a property Fig. showing change of the ON width of face of the 1-pixel impression signal pulse of 1H to each gradation

level throughout.

[0094] each of a 1st and 2nd supply means to supply the applied voltage which has the actual value of the magnitude according to the gradation level gradation data (indicative data) indicate a driving gear to be as shown in drawing 15 to a liquid crystal device (body part of the liquid crystal equipment except a drive circuit) -- an example -- it has the Y driver circuit 110 and the X driver circuit 110. A driving gear by switching a setup of each pulse width of the data signal over each gradation level in the X driver circuit 110 A setup of each magnitude of the actual value of the applied voltage to each gradation level is switched to a setup for a reflective mold display according to the astigmatism LGT of light source lamp 212a. And the driver control circuit 310 which constitutes an example of the 2nd control means switched to a setup for a transparency mold display according to lighting of light source lamp 212a, It has further the control power supply circuit 320 which supplies the control voltage of predetermined high potential, low voltage, and a reference potential to the Y driver circuit 100 and the X driver circuit 110, and the lighting control circuit 330 which controls lighting and the astigmatism LGT (putting out lights) of light source lamp 212b. [0095] The driver control circuit 310 The 1st GCP generation circuit 311 which generates the 1st GCP (gray-scale control pulse) signal and the 2nd GCP signal used as the foundation of the Pulse Density Modulation at the time of generating the data signal of the pulse width according to the gradation level in the X driver circuit 110 like the after-mentioned, respectively And the 2nd GCP generation circuit 312 and the data control circuit 313 which will change into the data signal of a predetermined format and will be outputted to the X driver circuit 110 if the gradation data of RGB are inputted, Various kinds of control signals, such as X clock signal, a Vertical Synchronizing signal, and a Horizontal Synchronizing signal, A timing signal etc. is inputted, and it has the LCD driving signal generation circuit 314 which generates the LCD driving signal which controls the generation timing of the 1st and 2nd GCP signal in the 1st and 2nd GCP generation circuits 311 and 312, and is constituted.

[0096] The 1st GCP generation circuit 311 generates the 1st GCP signal used as the criteria of a setup of the pulse width for an above-mentioned reflective mold display which consists of two or more pulses arranged corresponding to the unit of gradation level.

[0097] The 2nd GCP generation circuit 312 generates the 2nd GCP signal used as the criteria of a setup of the pulse width for an above-mentioned transparency mold display which consists of two or more pulses arranged corresponding to the unit of gradation level.

[0098] As shown in drawing 16, the 1st and 2nd GCP signal has a mutually different pulse array, and the data signal supplied from the X driver circuit 110 based on the 1st GCP signal differs in the pulse width to the same gradation data from the data signal supplied from the X driver circuit 110 based on the 2nd GCP signal. The 1st and 2nd GCP signal consists of a total of N-2 pulses to the pulse corresponding to the pulse width of the data signal for displaying gradation level (N-1) from the pulse corresponding to the pulse width of the data signal for displaying gradation level (1), respectively in the case of the gradation data of N gradation, and it is arranged, respectively so that pulse separation may correspond to a unit of gradation level.

[0099] Such 1st and 2nd GCP generation circuits 311 and 312 consist of OR circuits which calculate two or more comparator circuits and the OR of these comparison results, and compare beforehand the electrical-potential-difference value of a LCD driving signal with two or more kinds of electrical-potential-difference values set to the object for a reflective mold display, or the transparency mold display based on the change width of face of the pulse width to a unit of each gradation level by these comparator circuits, respectively. And by calculating the OR of the comparison result of these comparator circuits, it is constituted so that the 1st and 2nd GCP signal as shown in drawing 16 which consists of a train of the pulse which is N-2 per one selection period from which spacing differs as the operation output corresponding to the change width of face of the pulse width according to a unit of each gradation level may be generated.

[0100] Again, in drawing 15, the driver control circuit 310 is further equipped with the pulse signal switch 315 which supplies alternatively either of such 1st and 2nd GCP signals to the X driver circuit 110. And synchronizing with the lighting control using the lighting switch 331 by the lighting control circuit 330, the pulse signal switch 315 switches the pulse signal switch 315 so that the 2nd GCP signal may be supplied, while supplying the 1st GCP signal synchronizing with the astigmatism LGT (putting out lights) control using the lighting switch 331 by the lighting control circuit 330. In addition, lighting and astigmatism LGT control by the lighting control circuit 330 detect the manual switch actuation by the user, and outdoor daylight reinforcement, and are performed by the automatic-switch actuation based on the detection result. Then, the pulse signal switch 315 cuts and replaces synchronizing with control of this lighting and an astigmatism LGT. Therefore, according to the astigmatism LGT (putting out lights) of light source lamp 212a, and lighting, it can switch to a positive setup [be / no delay] for a reflective mold display, and a setup for a transparency mold display. [0101] In addition, as shown in drawing 15, you may constitute so that it may carry out based on the lighting control signal Smode sent to the lighting switch 331 from the lighting control circuit 330, but the switch actuation in such a pulse signal switch 315 may be constituted so that it may perform that light source lamp 212a was turned on or switched off based on the detecting signal from the detector to detect.

[0102] In drawing 15 the control power supply circuit 320 The X side power supply circuit 321 which supplies control voltage, such as an electrical potential difference (VHX) of high potential used for data signal generation of the X driver circuit 110, an electrical potential difference (VLX) of low voltage, and an electrical potential difference (VCX) of a reference potential, The Y driver circuit 100 is equipped with the Y side power supply circuit 322 which supplies control voltage, such as an electrical potential difference (VHY) of high potential used for scan signal generation, an electrical potential difference (VLY) of low voltage, and an electrical potential difference (VCY) of a reference potential, and is

constituted.

[0103] As shown in drawing 17, the indicative data of the format of the digital signal which consists of predetermined number bits which show one of 64 kinds of gradation level (gradation level 0-63), for example, such as 6 etc. bits, from the data control circuit 313 (refer to drawing 15) of the driver control circuit 310 is inputted into X driver circuit partial 110a which supplies a data signal to the one data line of the X driver circuit 110 about each pixel, respectively. Moreover, FR signal which are Horizontal Synchronizing signal HSYNC of an indicative data, the reference clock XCK for X driver circuit 110, the RES signal that is a pulse signal emitted for every selection period, and a binary signal which it is at the initiation [of one selection period] and termination time, and a voltage level reverses, respectively is inputted. Moreover, electrical potential differences VHX, VCX, and VLX are supplied from the control power supply circuit 330 (refer to drawing 15) as a power source for data signal generation. Furthermore, especially with the gestalt of this operation, a GCP signal (the 1st or 2nd GCP signal) is supplied from the pulse signal switch 315 of the driver control circuit 310.

[0104] In drawing 17, X driver circuit partial 110a is equipped with a shift register 401, a latch circuit 402, the gray-scale control circuit 403, the GCP decoder circuit 404, the FR decoder circuit 405, the level-shifter circuit 406, and the LCD driver 408, and is constituted.

[0105] For every bit of a predetermined number, sequential maintenance will be carried out and X driver circuit partial 110a will go to a shift register 401, if an indicative data is inputted. The latch circuit 402 has the latch section corresponding to two or more data lines and one to one correspondences, and will be anew latched to this latch circuit 402 in the place where all the indicative datas for 1 level Rhine were held by performing the transfer to the shift register 401 of an indicative data one by one.

[0106] Here, the GCP decoder 404 generates a signal with the pulse width corresponding to the gradation level which each indicative data (digital value) of

the predetermined number bit in a latch circuit 402 shows in response to control by the gray-scale control circuit 403 according to the GCP signal which consists of a train of the pulse of the predetermined number per one selection period. [0107] The FR decoder 405 outputs a data signal with the wave which reversed the electrical-potential-difference polarity of the signal output of the GCP decoder circuit 404 for every selection period using FR signal which is a binary signal which changes a voltage level for every selection period. More specifically according to MSB of the latched indicative data (digital value), ON / off signal of each transistor which constitutes the LCD driver 408 about each selection period are generated. Thus, it is for carrying out the alternating current drive of the liquid crystal to make every selection period (1H period) reverse the voltage level of the data signal corresponding to ON, and ON/OFF state voltage of a scan signal are also reversed every 1H period.

[0108] Thus, ON / off signal of each transistor in the generated LCD driver 408 are shifted to the voltage level corresponding to each data line by the level-shifter circuit 406. And if the ON / off signal with which the voltage level was shifted are inputted into each gate, each transistor of the LCD driver circuit 408 will be turned on / turned off, respectively, and let the electrical-potential-difference value of each pulse be the electrical-potential-difference value specified with the combination of two or more electrical potential differences VHX, VCX, and VLX connected to each source or a drain.

[0109] All the digital signals for 1 level Rhine will be held by the X driver circuit 110 (refer to the drawing 1515) which comes to contain two or more X driver circuit partial 110a constituted as mentioned above, and two or more data lines 14 will be supplied at coincidence.

[0110] The above actuation is further explained with reference to the timing chart of drawing 18 .

[0111] As shown in drawing 18, an RES signal is inputted into the X driver circuit 110 for every selection period, the GCP signal which becomes one selection period from the train of 62 pulses (=N-2 piece: in the case of 64 gradation) is

inputted into it in parallel to this, and the indicative data (digital signal) which shows the gradation level 2, the gradation level 5, and the gradation level 0 about a specific pixel is further inputted into it per field. Then, based on a GCP signal, level of a data signal is set to ON by the GCP decoder 404 to the timing of the 2nd or the 5th pulse of those. And based on FR signal, the polarity of the ON state voltage of a data signal or OFF state voltage is reversed by the FR decoder 405 for every selection period, and the data signal which takes further predetermined peak value is outputted.

[0112] Under the present circumstances, in the time rate that a data signal takes binary [in 1 selection period (1H period)], and the permeability of a liquid crystal panel, generally, linear relation does not become. For example, in the case of 64 gradation, each gradation level 0 (for example, black), 1, 2, --, 63 (for example, white) obtained when changing the width of face which takes ON of 1 H term throughout, and the ON width of face concerned have relation as shown in the graph of drawing 19 with the property of liquid crystal, the property of a liquid crystal panel, etc. For this reason, the gradation display in the gestalt of this operation is changing the ON width of face of a data signal according to the gradation level which input data shows based on such relation. Namely, since the rate of change of ON width of face decreases and goes so that the gradation level 63 side is approached from the gradation level 0 side in order to control the difference of slighter ON width of face, as shown in the 2nd step from on drawing 16 or drawing 18 The GCP signal which consists of a train of the pulse of a "-two gradation" individual (for example, the case of 64 gradation 62 pieces) is generated so that spacing may differ corresponding to the difference of the ON width of face of the data signal according to the difference of gradation level. That is, under relation like drawing 19, the 1st and 2nd GCP signal which consists of a train of the pulse which is 62 pieces to which spacing becomes narrow gradually is generated in the 1st and 2nd GCP generation circuits 311 and 312, respectively as gradation level goes up.

[0113] Based on a GCP signal (the 1st or 2nd GCP signal) with such a property,

as for a data signal, only the period from the 2nd pulse in a GCP signal to termination of the 1H period concerned is set to ON (for example, high-voltage level) among 1H corresponding periods to the gradation level 2 in drawing 18. Next, as for a data signal, only the period from the 5th pulse in a GCP signal to termination of the 1H period concerned is set to ON (for example, low-battery level) among 1H corresponding periods to the gradation level 5. Moreover, a data signal is set to OFF (for example, high-voltage level) to the corresponding last of 1H period to the gradation level 0 next.

[0114] And as shown in the bottom of drawing 18, only the period corresponding to the ON width of face of the data signal with which the impression signal (= scan signal-data signal) impressed to one pixel electrode (namely, pixel electrode connected between the one data line with which the indicative data of illustration is supplied, and scanning line (eye N line)) corresponds makes the TFD driver element concerned an ON state (low resistance condition) exceeding the threshold of a TFD driver element. Consequently, the effective voltage corresponding to the ON width of face of a data signal is applied to a part for the liquid crystal layer pinched by a pixel electrode and the data line concerned, or the scanning line.

[0115] Thus, the ON width of face of a data signal determines the transmission in each pixel of a liquid crystal panel, and the display corresponding to an indicative data is performed as the whole liquid crystal panel.

[0116] The above result, with the driving gear of the gestalt of this operation, a reflective mold display can be performed at the time of a light source lamp 212a astigmatism LGT, and a transparency mold display can be performed at the time of light source lamp 212a lighting.

[0117] Especially with the gestalt of this operation, a setup of each magnitude of the actual value of the applied voltage to each gradation level in the X driver circuit 110 is switched to a setup for a reflective mold display here according to the astigmatism LGT of light source lamp 212a by the pulse signal switch 315 (refer to the drawing 1515) of the driver control circuit 310, or it is switched to a

setup for a transparency mold display according to lighting of light source lamp 212a.

[0118] Therefore, the relation which suited the property of permeability T over the driver voltage which showed the relation between gradation level and the reflection factor at the time of a reflective mold display to drawing 7, Namely, a setup of each pulse width of a data signal [as opposed to / so that it may consider as the relation which makes the most of the slope of the characteristic curve of transmission T / each gradation level] If (spacing of each pulse over a unit of each gradation level in the 1st GCP signal shown in drawing 16 is specifically set up), the contrast at the time of a transparency mold display will be raised efficiently. If each pulse width of the data signal over each gradation level sets as coincidence so that it may carry out to the relation which suited the property of a reflection factor R over the driver voltage shown in drawing 7, i.e., the relation which makes the most of the slope of the characteristic curve of a reflection factor R, (a setup of spacing of each pulse over a unit of each gradation level in the 1st GCP signal specifically shown in drawing 16), the contrast at the time of a reflective mold display will raise efficiently. [0119] As explained above, according to the liquid crystal equipment of the 5th operation gestalt, neither the duplex projection by parallax nor a blot of a display occurs, but image display high-definition by high contrast becomes possible also at the time of a transparency mold display also at the time of a reflective mold display.

[0120] Moreover, since the comparatively easy switch actuation by the pulse signal switch 315 can perform [quickly and] a switch with a reflective mold display mode and a transparency mold display mode with the gestalt of this operation, it is convenient practically.

[0121] (The 6th operation gestalt) Next, the configuration and actuation in an operation gestalt of the others concerning the driving gear which drives the liquid crystal equipment of the transflective reflective mold of the TFD active-matrix drive method mentioned above are explained with reference to drawing 21 from

drawing 20 including the Y driver circuit 110 and the X driver circuit 110 which were shown in drawing 13. In addition, drawing 20 is the block diagram showing the concrete configuration of a driving gear, drawing 21 is the conceptual diagram showing the wave of two kinds of scan signals, and drawing 21 is the property Fig. of permeability (T) to the peak value (DC electrical potential difference) of a scan signal. In addition, in drawing 20, the reference mark same about the same component as the case of the 5th operation gestalt shown in drawing 15 is attached, and the explanation is omitted.

[0122] drawing 20 -- being shown -- as -- a driving gear -- the -- five -- operation -

- a gestalt -- it can set -- the -- one -- and -- the -- two -- GCP -- generation -- a circuit -- 311 -- and -- 312 -- lists -- a pulse signal -- a switch -- 315 -- replacing with -- being single -- GCP -- generation -- a circuit -- 311 -- ' -- having had -- a driver -- a control circuit -- 310 -- ' -- having . the control power supply circuit [in / in a driving gear / the 5th operation gestalt] 320 -- replacing with -- the [the 1st and] -- the [the 2Y side power supply circuits 323 and 324 and / the 1st and] -it has control power supply circuit 320' including the control voltage switch 325 which supplies alternatively the control voltage from the 2Y side power supply circuits 323 and 324 to the Y driver circuit 100. This control voltage switch 325 performs change-over actuation based on the lighting control signal Smode supplied from the lighting control circuit 330. About other configurations, it is the same as that of the case of the 5th operation gestalt shown in drawing 15. [0123] here -- especially -- control power supply circuit 320' -- an example of the 2nd control means -- constituting -- **** -- the -- the 1Y side power supply circuit 323 supplies the electrical potential difference (VHY1) of high potential used as the criteria of a setup of the peak value of the scan signal for a reflective mold display, the electrical potential difference (VLY1) of low voltage, and the electrical potential difference (VCY1) of a reference potential as the 1st control voltage of a lot. the [on the other hand,] -- the 2Y side power supply circuit 324 supplies the electrical potential difference (VHY2) of high potential which serves as criteria of a setup of the peak value of the scan signal for a transparency mold display as

an example of the 2nd control voltage, the electrical potential difference (VLY2) of low voltage, and the electrical potential difference (VCY2) of a reference potential as the 2nd control voltage of a lot. And the control voltage switch 325 is constituted so that the 1st control voltage may be alternatively supplied to the Y driver circuit 100 according to the astigmatism LGT of light source lamp 212a and the 2nd control voltage may be alternatively supplied to the Y driver circuit 100 according to light source lamp 212a.

[0124] Therefore, with the 6th operation gestalt, the data signal which has the pulse width according to gradation level is supplied to the data line by the X driver circuit 110. In parallel to this, the scan signal which has the peak value corresponding to the 1st or 2nd control voltage by the Y driver circuit 100 while having predetermined width of face is supplied to the scanning line.

[0125] Drawing 21 is the wave form chart of an example of two kinds of scan signals generated in this way.

[0126] In drawing 21, only the latter peak value of deltaV is higher than the former peak value by the scan signal (inside of drawing, left-hand side) set to the reflective mold display generated based on the 1st control voltage, and the scan signal (inside of drawing, right-hand side) set to the transparency mold display generated based on the 2nd control voltage. Therefore, in no MARI White mode, since only deltaV has the large electrical-potential-difference value of applied voltage, as for the brightness of a display, the direction at the time of driving with the scan signal at the time of a transparency mold display becomes dark. Namely, since only deltaV has the small electrical-potential-difference value of applied voltage, as for the brightness of a display, the direction at the time of driving with the scan signal at the time of a reflective mold display becomes bright. [0127] Therefore, the relation which suited the property of permeability T over the driver voltage which showed the relation between gradation level and the reflection factor at the time of a reflective mold display to drawing 7, That is, if the 2nd control voltage to each gradation level is set up so that it may consider as the relation which makes the most of the slope of the characteristic curve of

transmission T (specifically setup of the value of electrical potential differences VHY2, VLY2, and VCH2), the contrast at the time of a transparency mold display will be raised efficiently. If the 1st control voltage to each gradation level is set as coincidence so that it may carry out to the relation which suited the property of a reflection factor R over the driver voltage shown in drawing 7, i.e., the relation which makes the most of the slope of the characteristic curve of a reflection factor R, (specifically setup of the value of electrical potential differences VHY1, VLY1, and VCH1), the contrast at the time of a reflective mold display will be raised efficiently.

[0128] As explained above, according to the liquid crystal equipment of the 6th operation gestalt, neither the duplex projection by parallax nor a blot of a display occurs, but image display high-definition by high contrast becomes possible also at the time of a transparency mold display also at the time of a reflective mold display. In addition, it asks [value / of the electrical potential differences VHY1, VLY1, VCY1, VHY2 VLY2, and VCY2 which constitute the 1st and 2nd concrete control voltage / each] by experimental, theoretical, a simulation, etc. beforehand about liquid crystal equipment. Moreover, although the electrical potential difference VHY1 (VHY2) of high potential, the electrical potential difference VLY1 (VLY2) of low voltage, and the electrical potential difference VCY1 (VCY2) of a reference potential are required to adopt the drive method which reverses applied voltage for every selection period As shown in drawing 21, as long as peak value is switched, two of three electrical potential differences are good also as one or the same potential between the 1st control voltage and the 2nd control voltage. That is, not three but two or one are sufficient as the electrical potential difference actually switched with a switch. Moreover, if an above-mentioned reversal drive is not carried out, the 1st and 2nd control voltage may consist of an electrical potential difference of a pair, respectively.

[0129] Since the comparatively easy switch actuation by the control voltage switch 325 can perform [quickly and] a switch with a reflective mold display mode and a transparency mold display mode especially with the gestalt of this

operation, it is convenient practically.

[0130] Although it was made to perform gradation control by making equivalent to gradation level quantity of electricity specified with the width of face and peak value of a pulse which make a data signal based on the so-called "4 Value driving method", and becoming irregular with the above 5th and 6th operation gestalt, according to this invention, it is also possible to perform such gradation control based on the charge-and-discharge driving method indicated by JP,2-125225,A etc., for example.

[0131] (The 7th operation gestalt) The 7th operation gestalt of the liquid crystal equipment concerning this invention is explained with reference to drawing 24 from drawing 22. The 7th operation gestalt is an operation gestalt of the TFT active-matrix-liquid-crystal equipment with which this invention is applied suitably. Drawing 22 is equal circuits, such as various components in two or more pixels formed in the shape of [which constitutes the image display field of liquid crystal equipment] a matrix, and wiring, drawing 23 is a top view of two or more pixel groups where the transparence substrate with which the data line, the scanning line, a pixel electrode, etc. were formed adjoins each other, and drawing 24 is the C-C' sectional view of drawing 23. In addition, in order to make each class and each part material into the magnitude of extent which can be recognized on a drawing, scales are made to have differed for each class or every each part material in drawing 24.

[0132] In drawing 22, two or more formation is carried out at the shape of a matrix, and TFT130 for controlling the pixel electrode 62 which are other examples of the 2nd electrode arranged in the shape of a matrix by the transflective high-reflective-liquid-crystal equipment of the TFT active matrix of the 7th operation gestalt is connected in the source of TFT130 electrically [the data line 135 with which a picture signal is supplied]. The picture signals S1, S2, --, Sn written in the data line 135 may be supplied to line sequential, and you may make it supply them to this order for every group to two or more data-line 135 comrades which adjoin each other. Moreover, the scanning line 131 is

electrically connected to the gate of TFT130, and it consists of predetermined timing so that the scan signals G1, G2, --, Gm may be impressed to the scanning line 131 in pulse line sequential at this order. It connects with the drain of TFT130 electrically, and the pixel electrode 62 writes in the picture signals S1, S2, --, Sn supplied from the data line 135 in TFT130 which is a switching element when only a fixed period closes the switch to predetermined timing. Fixed period maintenance of the picture signals S1, S2, --, Sn of the predetermined level written in liquid crystal through the pixel electrode 62 is carried out between the counterelectrodes (it mentions later) formed in the opposite substrate (it mentions later). Here, in order to prevent the held picture signal leaking, storage capacitance 170 is added to the liquid crystal capacity and juxtaposition which are formed between the pixel electrode 62 and a counterelectrode. [0133] In drawing 23, on the transparence substrate 2 as a TFT array substrate, the pixel electrode 62 (the profile 62a is shown by the drawing middle point line) which consists matrix-like of reflective film is formed, and the data line 135, the scanning line 131, and the capacity line 132 are formed respectively along the boundary of the pixel electrode 62 in every direction. Electrical installation of the data line 135 is carried out to the source field among semi-conductor layer 81a which consists of polish recon film etc. through a contact hole 85. Electrical installation of the pixel electrode 62 is carried out to the drain field among semiconductor layer 81a through the contact hole 88. The capacity line 132 is carrying out opposite arrangement at the 1st storage capacitance electrode installed from the drain field of the semi-conductor layer 1a through the insulator layer, and constitutes storage capacitance 170. Moreover, the scanning line 131 is arranged so that channel field 81a' shown in the slash field of a Fig. Nakamigi riser among semi-conductor layer 81a may be countered, and the scanning line 131 functions as a gate electrode. Thus, TFT130 by which opposite arrangement of the scanning line 131 was carried out as a gate electrode is formed in the crossing part of the scanning line 131 and the data line 135 at channel field 81a', respectively.

[0134] As shown in drawing 24, liquid crystal equipment is equipped with the transparence substrate 2 and the transparence substrate (opposite substrate) 1 by which opposite arrangement is carried out at this. These transparence substrates 1 and 2 consist of a substrate which has insulation, such as a quartz, glass, and plastics, and transparency, respectively.

[0135] The field which light, such as a slit of a rectangle or a square and detailed opening, penetrates like each operation gestalt mentioned above is prepared, or the pixel electrode 62 is formed for every pixel smaller than the transparent electrode on an opposite substrate, and consists of especially these operation gestalten possible [transparency of light] through the gap. Moreover, the pixel electrode 62 may consist of single reflective film, and may consist of layered products of a reflecting layer and a transparent electrode layer.

[0136] Furthermore, the transparence insulator layer 29 is formed in the side (drawing Nakagami side front face) which faces the liquid crystal of the pixel electrode 62 and TFT130 grade, and the orientation film 19 with which it consisted of organic thin films, such as a polyimide thin film, and predetermined orientation processing of rubbing processing etc. was performed is formed on it. [0137] On the other hand, the 2nd light-shielding film 122 called a black mask or the Black matrix is formed in the non-[which the counterelectrode 121 as other examples of a transparent electrode is mostly formed in the whole surface, and is each pixel] opening field at the transparence substrate 1. The orientation film 9 with which it consisted of organic thin films, such as a polyimide thin film, and predetermined orientation processing of rubbing processing etc. was performed is formed in the counterelectrode 121 bottom. Furthermore, the non-illustrated color filter which becomes the transparence substrate 1 from the color-material film arranged the shape of the shape of a stripe and a mosaic, in the shape of a triangle, etc. according to the application prepares, and it is ****.

[0138] TFT130 for pixel switching which carries out switching control of each pixel electrode 62 is formed in the location contiguous to each pixel electrode 62 at the transparence substrate 2.

[0139] Thus, it is constituted, and among the transparence substrates 1 and 2 of the pair arranged so that the pixel electrode 62 and a counterelectrode 121 may meet, liquid crystal is enclosed with the space surrounded by the sealant like the case of the 1st operation gestalt, and the liquid crystal layer 3 is formed.
[0140] Furthermore, the 1st interlayer insulation film 112 is formed in the bottom of two or more TFT30 for pixel switching. The 1st interlayer insulation film 112 functions as substrate film for TFT30 for pixel switching by being formed all over the transparence substrate 2. The 1st interlayer insulation film 112 consists of high insulation glass, such as NSG (non doped silicate glass), PSG (phosphorus silicate glass), BSG (boron silicate glass), and BPSG (boron phosphorus silicate glass), or silicon oxide film, a silicon nitride film, etc.

[0141] In drawing 24 , TFT130 for pixel switching is constituted including the drain field connected to the pixel electrode 62 through the source field connected to the data line 135 through the contact hole 85, channel field by which opposite arrangement was carried out through gate dielectric film at the scanning line 131 81a', and a contact hole 88. the data line 131 -- aluminum etc. -- low -- it consists of protection-from-light nature and conductive thin films, such as metal membrane metallurgy group silicide [****]. [, such as alloy film,] Moreover, on it, the 2nd interlayer insulation film 114 with which contact holes 85 and 88 were punctured is formed, and the 3rd interlayer insulation film 117 with which the contact hole 88 was punctured is further formed on it. It consists of high insulation glass, such as NSG, PSG, BSG, and BPSG, or silicon oxide film, a silicon nitride film as well as the 1st interlayer insulation film 112, etc. also about these 2nd and 3rd interlayer insulation films 114 and 117.

[0142] TFT130 for pixel switching may be TFT of which structures, such as LDD structure, offset structure, and self aryne structure. Furthermore, TFT130 may be constituted above others, the dual gate, or the triple gate. [structure / single gate]

[0143] Although the scanning line 131 drives the liquid crystal equipment of the transflective reflective mold of the TFT active-matrix drive method of the 7th

operation gestalt constituted like the above by X driver circuit and the data line 135 drives by Y driver circuit under the present circumstances, the liquid crystal driver voltage impressed to the liquid crystal layer 3 in the time of lighting of a lighting system, and an astigmatism LGT through a counterelectrode 121 and the pixel electrode 62 (refer to drawing 24) -- the same image -- receiving -difference -- these counterelectrodes 121 and the pixel electrode 62 drive like. Namely, by switching one [at least] electrical-potential-difference setup according to lighting and the astigmatism LGT of a lighting system in a drive circuit among the scan signals supplied to the picture signal supplied to the data line 135, and the scanning line 131 It becomes possible to drive the liquid crystal layer 3 by the driver voltage which suited the reflection factor property over the driver voltage in the transparency mold display concerned at the time of a transparency mold display, driving the liquid crystal layer 3 by the driver voltage which suited the reflection factor property over the driver voltage in the reflective mold display concerned at the time of a reflective mold display. In this case, it is possible it not only to raise contrast with the time of a reflective mold display and a transparency mold display, but for it to be made to perform a gamma correction to coincidence further.

[0144] As explained above, according to the transflective high-reflective-liquid-crystal equipment of the TFT active-matrix drive method of the 7th operation gestalt, between the pixel electrode 62 and a counterelectrode 121 It becomes controllable about the orientation condition of each liquid crystal part by carrying out sequential impression of the electric field at the liquid crystal part in each pixel electrode 62. In a bright place, when the pixel electrode 62 reflects outdoor daylight, a reflective mold display is performed, and when opening of the pixel electrode 62 penetrates the light source light from a back light, a transparency mold display is performed in a dark place. Consequently, the electrochromatic display equipment which can switch and display a reflective mold display and a transparency mold display without duplex projection or a blot of a display can be realized, and image display high-definition by high contrast can be performed

also at the time of a transparency mold display also at the time of a reflective mold display.

[0145] In order to supply power to each pixel electrode 62 through TFT130 especially, the cross talk between the pixel electrodes 62 can be reduced, and more nearly high-definition image display becomes possible.

[0146] In addition, you may drive by horizontal electric field parallel to the substrate between the pixel electrodes 62 on the transparence substrate 2, without preparing a counterelectrode on the transparence substrate 1.

[0147] Here, the coloring layer of the color filter 5 used for the 1st to 7th [which was explained above] operation gestalt is explained with reference to drawing 25. Drawing 25 is the property Fig. showing the permeability of each coloring layer of a color filter 5. In each operation gestalt, once incident light penetrates one coloring layer of the color filters 5, the liquid crystal layer 3 is passed and it is reflected by reflector 7 grade, and when performing a reflective mold display, after penetrating a coloring layer again, it is emitted. Therefore, since two-times passage of the color filter will be carried out unlike the liquid crystal equipment of the usual transparency mold, in the usual color filter, a display becomes dark and contrast falls. So, with each operation gestalt, as shown in drawing 2525, it lightcolor-izes and forms so that the minimum permeability 61 in the visible region of each coloring layer of R, G, and B of a color filter 5 may become 25 - 50%. Light color-ization of a coloring layer is made by making thickness of a coloring layer thin or making low concentration of the pigment mixed in a coloring layer, or a color. By this, when performing a reflective mold display, it can constitute so that brightness of a display may not be reduced.

[0148] In performing a transparency mold display, in order to penetrate a color filter 5 only once, light color-ization of a display is brought about, but since many light of a back light is interrupted with a reflector with each operation gestalt in many cases, light-color-izing of this color filter 5 is convenient rather, when securing the brightness of a display.

[0149] (The 8th operation gestalt) The 8th operation gestalt of this invention is

explained with reference to drawing 26 . The 8th operation gestalt is an operation gestalt of electronic equipment equipped with any one of the 1st to 7th [which was explained above] operation gestalten. That is, the 8th operation gestalt is involved in the various electronic equipment suitably used as a display of the pocket device by which the liquid crystal equipment shown in the 1st to 7th operation gestalt mentioned above is needed for a low power under various environments. Three examples of the electronic equipment of this invention are shown in drawing 26 .

[0150] Drawing 26 (a) shows a cellular phone and a display 72 is formed in the front upper part section of a body 71. A cellular phone is used in all environments regardless of the inside-of-a-house outdoors. Although used by especially the automatic in the car one in many cases, in the car [of Nighttime] is very dark. Therefore, the display used for a cellular phone has desirable transflective high-reflective-liquid-crystal equipment to which the reflective mold display with low power consumption is made as for the transparency mold display which used the fill-in flash for Maine if needed. If the liquid crystal equipment of a publication is used for the above-mentioned 1st operation gestalt thru/or the above-mentioned 7th operation gestalt as a display 72 of a cellular phone, the transparency mold display of a reflective mold display will also be brighter than before, and a gestalt telephone with a high contrast ratio will be obtained.

[0151] Drawing 26 (b) shows a watch and a display 74 is formed in the center 73 of a body. The important viewpoint in a watch application is a high-class feeling. If the liquid crystal of a publication is used for the 1st operation gestalt thru/or the 14th operation gestalt of this invention as a display 74 of a watch, since there is little property change by the wavelength of light, coloring is also small as well as contrast being brightly high. Therefore, as compared with the conventional watch, the color display which occurs a high-class feeling very is obtained.

[0152] Drawing 26 (c) shows a portable information device, a display 76 is formed in the body 75 bottom, and the input section 77 is formed in the bottom.

Moreover, a touch key is prepared in the front face of a display 76 in many cases.

Since the usual touch key has much surface reflection, a display is hard to look at it. Therefore, also although it is conventionally called a pocket mold, transparency mold liquid crystal equipment is used as a display in many cases. However, for transparency mold liquid crystal equipment, in order to always use a back light, power consumption is large, and a battery life is a short paddle. Also in this case, if the liquid crystal equipment of the above-mentioned 1st operation gestalt thru/or the 7th operation gestalt is used as a display 76 of a portable information device, a portable information device bright a display and skillful in it can be obtained also with a reflective mold, a transflective reflective mold, or a transparency mold.

[0153] The liquid crystal equipment of this invention is not restricted to each operation gestalt mentioned above, and can be suitably changed in the range which is not contrary to the summary or thought of invention which can be read in a claim and the whole specification, and the liquid crystal equipment accompanied by such modification is also contained in the technical range of this invention.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is outline drawing of longitudinal section (drawing 1 (a)) and the outline top view (drawing 1 (b)) showing the outline structure of the 1st operation gestalt of the liquid crystal equipment concerning this invention.

[Drawing 2] It is the top view showing one example of opening in the 1st operation gestalt.

[Drawing 3] It is the top view showing other examples of opening in the 1st operation gestalt.

[Drawing 4] It is the top view showing other examples of opening in the 1st operation gestalt.

[Drawing 5] It is the top view showing other examples of opening in the 1st operation gestalt.

[Drawing 6] It is the top view showing other examples of opening in the 1st operation gestalt.

[Drawing 7] It is the property Fig. showing the property of the reflection factor R at the time of the reflective mold display to the driver voltage in the liquid crystal equipment of the 1st operation gestalt, and the property of the permeability T at the time of a transparency mold display.

[Drawing 8] It is outline drawing of longitudinal section showing the outline structure of the 2nd operation gestalt of the liquid crystal equipment concerning this invention.

[Drawing 9] It is the outline length top view showing the outline structure of the pixel electrode in the 2nd operation gestalt.

[Drawing 10] It is the block diagram of the liquid crystal equipment in the 3rd operation gestalt of the liquid crystal equipment concerning this invention.

[Drawing 11] It is the top view showing typically the TFD driver element of the 4th operation gestalt concerning the liquid crystal equipment of this invention with a pixel electrode etc.

[Drawing 12] It is the B-B' sectional view of drawing 11.

[Drawing 13] It is the representative circuit schematic having shown the liquid

crystal device in the 4th operation gestalt with the drive circuit.

[Drawing 14] It is the partial fracture perspective view showing typically the liquid crystal device in the 4th operation gestalt.

[Drawing 15] It is the block diagram of the liquid crystal panel in the 5th operation gestalt concerning the liquid crystal equipment of this invention.

[Drawing 16] It is the wave form chart of the 1st and 2nd GCP signal generated in the 5th operation gestalt.

[Drawing 17] They are some block diagrams of X driver circuit included in the driving gear with which the 5th operation gestalt was equipped.

[Drawing 18] It is the timing chart which shows actuation of the driving gear with which the 5th operation gestalt was equipped.

[Drawing 19] It is the property Fig. showing the change of the ON width of face of the pulse for the data signal drive of 1H to gradation level throughout in the 5th operation gestalt.

[Drawing 20] It is the block diagram of the liquid crystal equipment which consists of the liquid crystal panel and driving gear in the 6th operation gestalt concerning this invention.

[Drawing 21] It is the wave form chart of two kinds of scan signals generated in the 6th operation gestalt.

[Drawing 22] They are equal circuits, such as various components in two or more pixels formed in the shape of [which constitutes the image display field of the liquid crystal equipment of the 7th operation gestalt concerning this invention] a matrix, and wiring.

[Drawing 23] It is the top view of two or more pixel groups where the transparence substrate with which the data line in the 7th operation gestalt, the scanning line, a pixel electrode, etc. were formed adjoins each other.

[Drawing 24] It is the C-C' sectional view of drawing 23.

[Drawing 25] It is the graph which shows the light transmittance for every coloring layer of the color filter in the 1st to 7th operation gestalt.

[Drawing 26] It is the outline perspective view of various kinds of electronic equipment of the 8th operation gestalt concerning this invention.

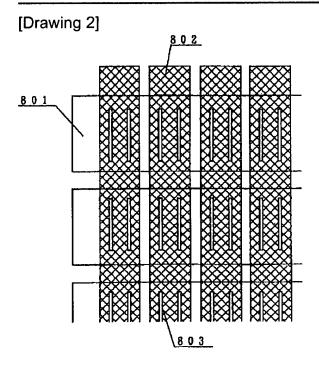
[Translation done.]

* NOTICES *

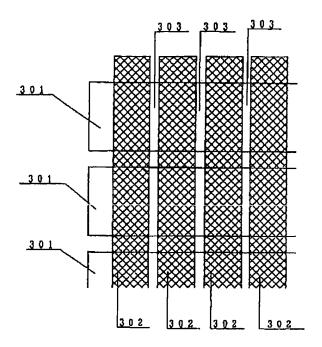
JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

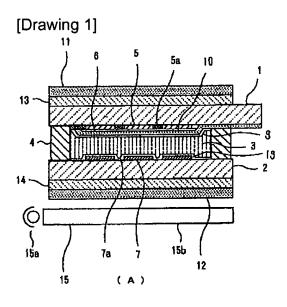
- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

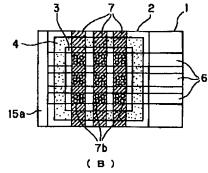
DRAWINGS



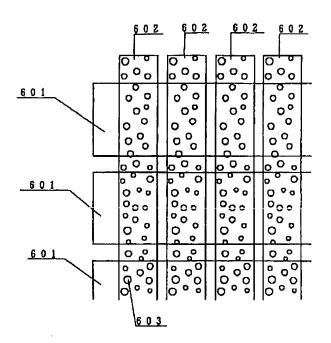
[Drawing 4]

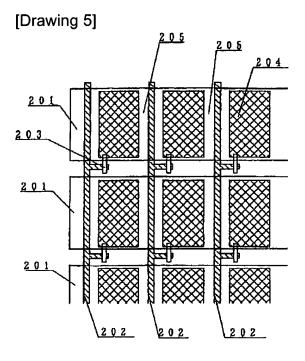


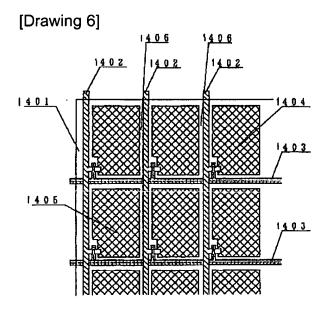


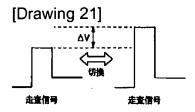


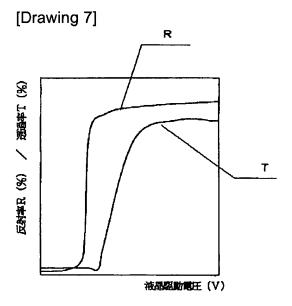
[Drawing 3]



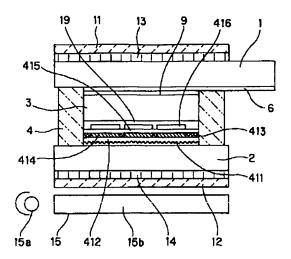




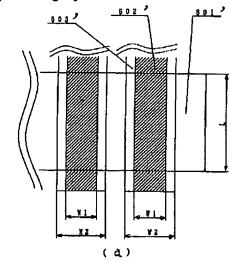


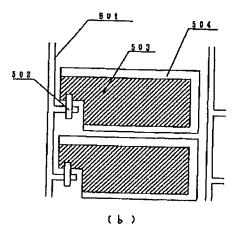


[Drawing 8]

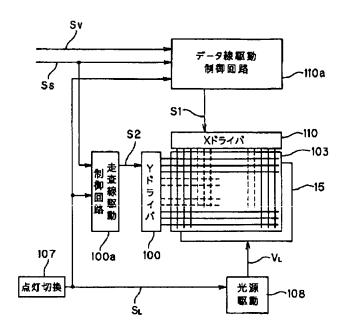


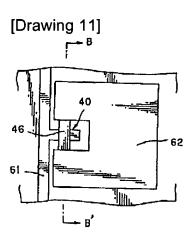
[Drawing 9]

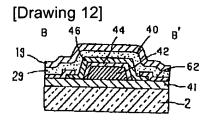




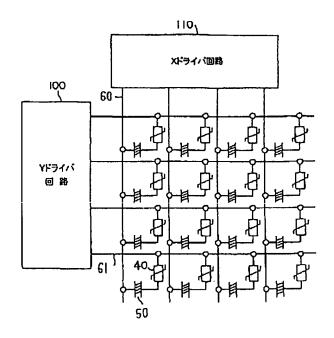
[Drawing 10]

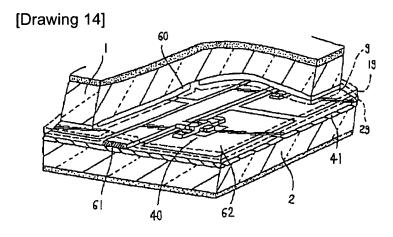


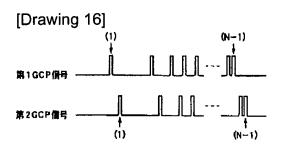




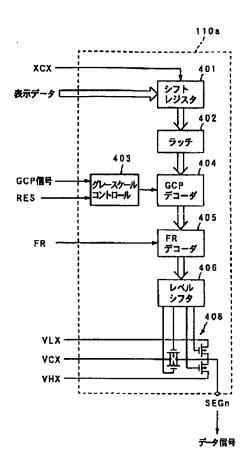
[Drawing 13]

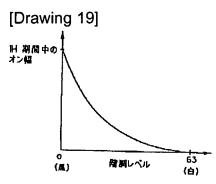




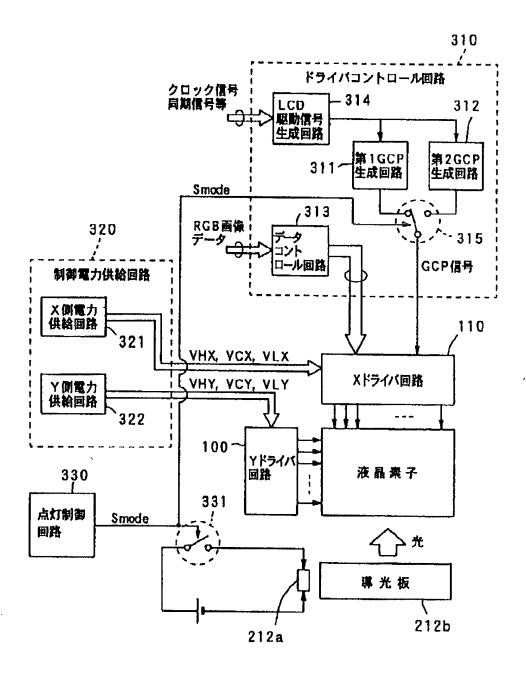


[Drawing 17]

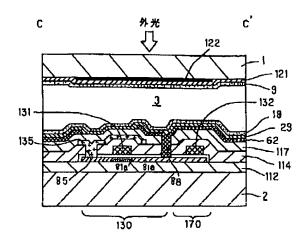


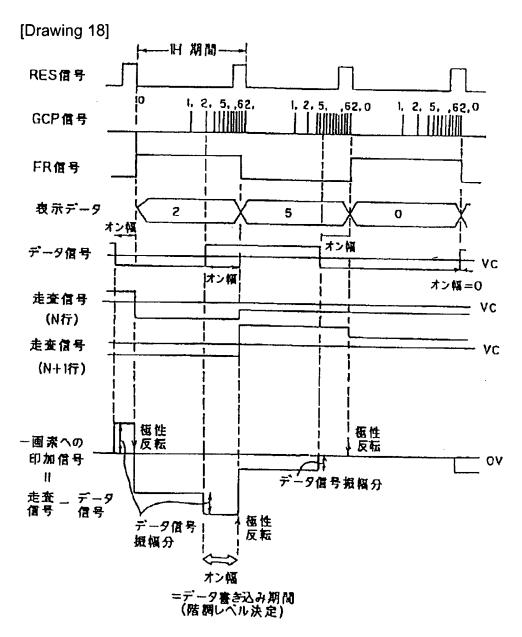


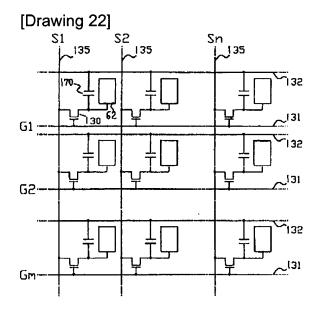
[Drawing 15]

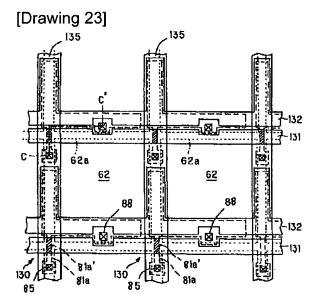


[Drawing 24]

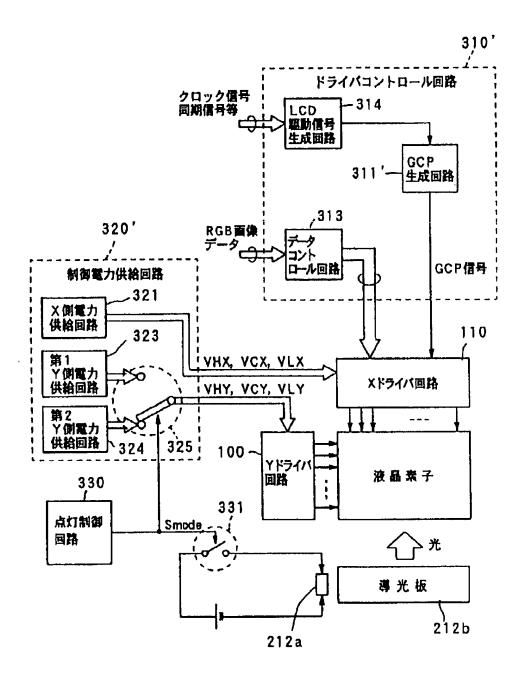








[Drawing 20]



[Drawing 25]

